世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力・統約に基づいて公開された国際上源



(51) 国際特許分類6

G01N 27/84, 21/91

 $\mathbf{A1}$

(11) 国際公開番号

WO00/60344

(43) 国際公開日

2000年10月12日(12.10.00)

(21) 国際出願番号

PCT/JP99/01676

(22) 国際出願日

1999年3月31日(31.03.99)

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 株式会社 日立製作所(HITACHI, LTD.)[JP/JP] 〒101-8010 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

浅野敏郎(ASANO, Toshio)[JP/JP]

酒井 薫(SAKAI, Kaoru)[JP/JP]

〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地

株式会社 日立製作所 生産技術研究所内 Kanagawa, (JP)

田口哲夫(TAGUCHI, Tetsuo)[JP/JP]

田中勲夫(TANAKA, Isao)[JP/JP]

〒317-0073 茨城県日立市幸町三丁目1番地1号

株式会社 日立製作所 日立工場内 Ibaraki, (JP)

(74) 代理人

并理士 作田康夫(SAKUTA, Yasuo)

〒100-8220 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

株式会社 日立製作所内 Tokyo, (JP)

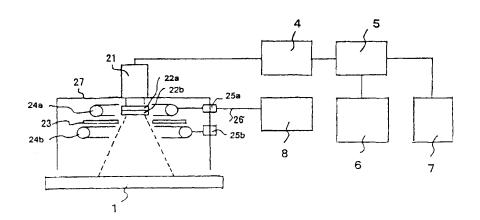
(81) 指定国 CN, JP, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)

添付公開書類

国際調査報告書

(54)Title: METHOD AND APPARATUS FOR NON DESTRUCTIVE TESTING

(54)発明の名称 非破壊検査方法およびその装置



(57) Abstract

A liquid penetration test and a Magnaflux test, i.e., non destructive testing, are carried out using image signals from a color video camera that takes images of a test sample, and potential defects including false defects are automatically detected for indication on the screen. True defects are detected from those displayed on the screen. Information on defects can be repeatedly reproduced if the image data are stored in storage means. In a liquid penetration test, chromaticity is determined in various locations on the screen to extract potential defects on the basis of color differences, and true defects are discriminated from false defects by using differentiated color differences. In the liquid penetration test a polarizing filter is used to remove the regular reflection of illumination, while in the Magnaflux test an ultraviolet-rejection filter is attached to the camera to remove noises. Both of the tests can be carried out if a white light source and an ultraviolet source are both provided.

被検査試料をカラービデオカメラで撮像して得た画像信号を用いて、非 破壊検査である浸透探傷と磁粉探傷とを行い、擬似欠陥を含む欠陥候補を 自動検出して、画面上に表示する。この画面上に表示された欠陥候補の中 から、真の欠陥を検出することができる。また、画像データを記憶手段に 記憶しておくことにより、欠陥の情報を画面上に繰り返して再現すること ができる。浸透探傷においては、画面各位置の色度を求め、色差から欠陥 候補を抽出し、さらに、色差の微分値により欠陥を疑似欠陥を識別する。 また、浸透探傷においては、照明による正反射を除くため偏光フィルタを 用い、磁粉探傷では、紫外線カットフィルタをカメラに装着してノイズを 防ぐ。白色照明灯と紫外線照明灯の両方を装備することにより、1 つのプ ローブで、両方の検査を行うことを可能にする。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

RO

アラブ首長国連邦 アンティグア・バ・ アルバニア アルメニア ΑĠ AM ノルメニア オーストリア オーストラリア アゼルバインヤン ボズニア・ヘルツェゴビナ バルバドス ベルギー フルギナ・ファソ AZ ВВ BE BF BG BBBCCCCCCCCCC スイス コートジボアール カメルーン 中国 コスタ・リカ キューバキプロス CY CZ DE ィック チェッコ ドイツ デンマーク

・ エスフフガ 本 ミルスペイラズ ミルスペイラズ フカェニンラス ファード ES FI FR G A G B GGGGGGGGHH11 IL イラック 日本 ケニア キルギスタン 北朝鮮 j P K E KR 韓国

カザフスタン セントルシア リエテンシュタイン スリ・ランカ リベリア MA MC MD マダガスカル マケドニア旧ユーゴスラヴィア MG MK 共和国マリ MN MR MW NE

ロシア スーダン スウェーデン シンガポール SDSE SG スロヴェニアスロヴァキアンエラ・レオネ SK SL シーファ. セネガル SZ スワジランド チャード トーゴー TTTTTTTUUUUVY タジキスタン クンナ人タン トルクコメニスタン トルコニダッド・トバゴ タンザゴイナ タウグランダ リカンァ 米国ズキスタン ヴェイナム ユニゴースラヴィ 東アフリカ共和国 ジンバブエ

明 細 書

非破壊検査方法およびその装置

5 技術分野

本発明は、金属表面の割れなどの欠陥検査方法に関するものであり、特に浸透探傷および磁粉探傷と称される非破壊検査を行うための検査方法とその装置に関する。

10 背景技術

15

20

浸透探傷や磁粉探傷は、金属表面に開口をもつ割れ (クラック)等の欠陥を非破壊で検査するものである。浸透探傷に於いては、通常、浸透液と称される赤い液体を検査面に塗布し、一定時間経過したのち浸透液を拭き取り、現像剤と称される白い粉を塗布する。もし、割れ等の欠陥があれば、割れのなかに残存していた浸透液が毛細管現象により表面に出てきて、赤い欠陥指示を呈す。一方、磁粉探傷の場合は、蛍光磁粉のはいった溶液を磁性体である試験体に散布し、試験体を磁化する。割れ等の欠陥があれば、欠陥部に磁束が集中するので、蛍光磁粉が集まり、紫外線を照射すると、緑色に発光し、欠陥指示を呈する。従来は、これら欠陥指示を目視で観測し、欠陥を検査していた。

このように目視で検査していると、検査員の疲労により、欠陥の見逃しがあったり、検査員の個人差により、検査結果が異なる、検査結果が「合格」などの文字でしか残らないという検査信頼性上の問題があった。

また、磁粉探傷については、重要でかつ大量生産する部品については、 25 自動検査装置が開発されているが、専用装置であるため、多様な形状の部 品を手軽に検査できるものではなかった。 更に、浸透探傷については、表面色を高精度に2次元分布として検出する必要があるため、ポイントで高精度の色度計測が可能な色彩計があっても、2次元的な掃引が必要になり、多様な形状の部品を手軽に自動検査することは、検査時間的、コスト的に困難であった。

5 更にまた、試験体が大きい場合には、自動検査により得られた画像が試験体のどの部分であるか、検出された欠陥が試験体のどの部分であるのかが分からなくなる場合もあった。

更に、浸透探傷と磁粉探傷の両方を一台の装置で自動検査できれば、経済的価値は飛躍的に向上するが、このような装置、技術は、これまでになかった。

本発明の目的は、上記したような問題点を解消して、真の欠陥の判別を容易にした欠陥検査方法、欠陥検査装置及び欠陥検査支援方法を提供することにある。

また、本発明の目的は、大きな試験体に対しても、欠陥位置を容易に知 15 ることができるようにした欠陥検査方法、欠陥検査装置及び欠陥検査支援 方法を提供することにある。

発明の開示

10

本発明では、カラービデオカメラを用いて試験体を撮像する。ただし、 カラービデオカメラをそのままで使用すると、浸透探傷では、照明による 試験体からの正反射光により、正しい撮像ができない。磁粉探傷では、照 明光(紫外線)のため、試験体上の異物などが青く発光し、欠陥との識別 を困難にする。このため、正反射光を除くために、照明とカメラの両方に 偏光フィルタをいれる。また、カメラの前に紫外線をカットするための、 フィルタをいれる。

カラーカメラと白色照明灯と紫外線照明灯を一つのプローブとして構

成することにより、浸透探傷と磁粉探傷の両方で使えるようにする。浸透探傷のときは、カラービデオカメラからの映像信号から、試験体表面のxy色度を計算し、赤い欠陥指示部分を検出する。磁粉探傷のときは、緑の映像信号に微分処理を行い、欠陥を強調してから検出する。

また、自動検査の見逃しや過検出を防ぐため、検査結果をカラー画像で表示し、自動検査で欠陥と判定した部分を矩形で囲み、検査員は、矩形部分を原画像で一つずつ確認して本当の欠陥かどうかを判定する。原画像と検査結果は、記録として、光磁気ディスクなどに保存しておく。

更に、試験体が、長尺物のように一視野にはいりきらないときは、撮像 10 視野内にスケールをおき、スケールと検査画像とを同時に撮像することに より、検査位置を特定する。

図面の簡単な説明

第1図は、本発明で扱う検査対象の一例を示す図である。

15 第2図は、本発明による一実施の形態を示す欠陥検査装置の構成図である

第3図は、第2図の装置構成における偏光フィルタの効果を示す図であり、第4図は、紫外線カットフィルタの効果を示す図である。

第5図は、本発明による浸透探傷における自動検査方法の流れを示すフ 20 ロー図である。

第6図は、xy色度図を示す。

第7図は、カメラ校正用の構成を示す図であり、第8図は、カメラ校正 処理のフローを示す図である。

第9図は、色差画像から基準白色色度を求める方法を示す図である。

25 第10図は、色度図上で色相を算出する方法を説明する図、第11図は、 色度図上で色差を算出する方法を説明する図、第12図は、第10図で求

25

めた色相と第11図で求めた色差から欠陥候補領域を求める方法を示す 図であり、第13図は、第12図で求めた欠陥候補領域から疑似欠陥を判 別して欠陥領域を求める方法を示す図である。

第14図は、第13図に示した欠陥候補領域から疑似欠陥を判別して欠 陥領域を求めるためのしきい値135を求める方法を説明する図である。

第15図は、本発明の磁粉探傷における画像処理アルゴリズムの一例を示す図であり、第16図は、本発明の磁粉探傷における疑似欠陥の判別方法を説明する図である。

第17図は、本発明における欠陥の確認とデータの保存の過程を示すフ 10 ローチャートである。

第18図は、本発明における欠陥候補マーカの発生方法の一例、第19図は、本発明における欠陥候補表示方法の一例を示す図である。

第20図は、本発明による検査位置を特定する方法の一例を示す図、第 21図は、本発明による検査位置を特定する情報の入った検査画像の一例 を示す図である。

第22図は、記憶装置7に格納する検査結果データの構成の一例を示す 図である。

発明を実施するための最良の形態

20 以下、本発明の実施例を図面により説明する。

第1図は、本発明で検査する欠陥の一例である。

(a)は、浸透探傷像の一例を示すものであり、試験体1には白い現像 液が塗布されており、欠陥2(コントラスト大)と疑似欠陥3(コントラ スト小)が観測される。浸透探傷では、欠陥2は、赤い指示模様として強 調表示される。疑似欠陥は、表面研削すじなどに浸透液が溜まり、きれい に拭き取れなかったときなどに発生し、うすい赤い指示模様となる。

10

15

20

(b)は、磁粉探傷像の一例を示すものであり、試験体1には欠陥2が存在し、すでに蛍光磁粉が塗布され、磁化されているとする。これに紫外線照明を照射すると、磁化により欠陥2に集まった蛍光磁粉が緑色に発光する。しかしながら、例えば試験体1に溶接部があると、溶接ビードに沿って蛍光磁粉が集まるため、緑色の疑似欠陥3が見えることがある。

第2図は、本発明になる欠陥検査装置の構成図である。試験体1には、 欠陥2と疑似欠陥3が存在している。これをカラービデオカメラ21で撮 像する。浸透探傷像の検査のときは、白色照明灯24aを点灯させ、磁粉 探傷試験のときは、紫外線照明灯24bを点灯させる。白色照明灯24a は白色照明灯用コネクタ25aにつながっており、照明ケーブル26によ り、照明電源8につながっている。

磁粉探傷のときには、紫外線照明灯用コネクタ25bに照明ケーブル26をつなげる。外光の影響をさけるため、フード27をつける。第2図では、照明灯は、リング状のものを使用しているが、棒状のものを1個または複数個用いてもよい。

カラービデオカメラ21のカラー映像信号は、R、G、Bが独立した信号の場合と、複合映像信号の場合とがあるが、どちらにしてもカラー画像メモリ4でR、G、Bごとの画像データとして記憶される。カラー画像データは、コンピュータ5で解析され、欠陥検出結果がカラーモニタ6に表示される。

また、欠陥検査結果は、データ記憶装置 7 に保存される。更に、必要に 応じて、図示されていないプリンタにより、カラーモニタ 6 に表示された 画像をプリントアウトすることもできる。

カラービデオカメラ 2 1 のレンズの前には、偏光フィルタ 2 2 a と紫外 25 線カットフィルタ 2 2 b が装着されている。また、白色照明灯 2 4 a の下 方には、偏光フィルタ板 2 3 が設置されている。偏光フィルタ 2 2 a と偏

光フィルタ板 2 3 は、浸透探傷像検査のときに照明の映り込みや、試験体 1 からの正反射を防ぐためのもので、カラービデオカメラ 2 1 の出力映像信号を見ながら、偏光フィルタ 2 2 a を回転させて、最も映り込みや反射がないところに固定する。この偏光フィルタ 2 2 a の調整は、カラービデオカメラ 2 1 の映像出力信号に基いて自動で行うようにすることもできる。

紫外線カットフィルタは、紫外線照明灯24bによる付着異物などからの不要な発光を阻止するためのものである。

第3図は、偏光フィルタ22aと偏光フィルタ板23の効果を示した図10 である。

(a)は、フィルタ無しのとき、(b)はそれぞれのフィルタを装着し、フィルタの回転角度を調整したときの様子を示している。(a)では、照明の映り込み30があり、欠陥検出を困難にしている。映り込みが環状なのは、白色照明灯24aが環状である場合を想定しているからである。

(b)では、この映り込みがなくなっている。

第4図は、紫外線カットフィルタ22bの効果を示した図である。(a)は、フィルタ無しのとき、(b)は、フィルタを装着したときである。(a)では、糸屑のような異物40による発光や試験体1からの正反射41がカラービデオカメラ21で撮像され、欠陥検査を難しくする。(b)では、

20 これらのノイズがカットされ、人が試験体1を目視観察したときと同じように、蛍光磁粉による発光のみの画像となっている。

先ず、第5図から第13図を用いて、浸透探傷像における割れ欠陥の検 出方法について説明する。第5図に、浸透探傷における欠陥2の自動検出 方法を示す。

25 まず、現像剤を塗布した試験体1を白色照明灯24aを用いて試験体撮像50を行う。つぎに、得られたR、G、Bカラー画像データから、各画

10

素のxy色度値を求めるところの色度変換51を行う。

次に、現像液の基準白色色度を算出するところの、基準白色の決定52 を行い、基準白色に対する画像上の各位置での色相・色差算出53する。 このあと、欠陥候補領域抽出54をするため、特定範囲の色相・色差に ある領域を2値化により抽出する。

真の欠陥 2 は、輪郭部がはっきりしており、疑似欠陥は、輪郭部が不鮮明なことが多い。このため、色差画像の微分 5 5 を行い、抽出した欠陥候補領域の輪郭部の色差変化割合を求める。次に、欠陥候補領域の面積、縦横比、長さなどの形状計測 5 6 を行う。このあと、欠陥の検出 5 7 で、色差変化割合が大きく、かつ、規定以上の長さ、面積のある領域のみを真の欠陥 2 として検出する。さらに、検査結果をカラーモニタ 6 に表示し、検査員による欠陥の確認をしたあと、画像データや形状データ、位置情報などを記憶装置 7 に、またはプリントアウトしハードコピーとして保存する(58)。

15 色による検査では、色を定量的に評価する必要がある。そのため、色度変換51のステップでは、撮像したカラー画像のRGBデータを、CIE(国際照明委員会)の規定する色度 x、y、輝度 y へ変換し、これらを用いて検査を行う。色度 x、yを2次元直交座標で表現したものを色度図と呼び、第6図に示す。色度図では、白を中心にしてその回りに各色が配置20 され、各色は、白から離れるほど鮮やかになる。以後、色合いを色相、各色の鮮やかさを彩度、色度図上での2つの色度値間の距離を色差と呼ぶ。浸透探傷像の色度範囲50を第6図に示す。

本方法では、RGBデータから色度x、y、輝度Yへの変換を高精度に 行うために、あらかじめ第7図に示すようなカメラ校正用色票71を使っ 25 てカラーキャリブレーションを行う。その処理の流れを第8図に示す。カ メラ校正用色票71には、3色以上の色が塗られている。これをカラービ デオカメラ21で撮像し(81)、各色のRGB値を算出する(82)。 また、色彩計72により、これらの色度x、y及び輝度Yを計測する(8 3)。ここで、RGB値とxyY値との関係は、(式1)(式2)で表される。

5

15

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} \cdots (\vec{x} 1)$$

ここで、X、Y、Zは、三刺激値と呼ばれる。

$$x = \frac{X}{X + Y + Z} \qquad y = \frac{Y}{X + Y + Z}$$
 輝度: $Y \qquad \cdots \quad (式 2)$

よって、カメラから取り込んだ各色のRGB値を(式 1)(式 2)に代入して x y Y値を算出し、この値が色彩計で計測した x y Y値と一致するような $a_{11} \sim a_{33}$ を求めれば、カメラ固有の変換パラメータを求めることになる。未知のパラメータは 9 個なので、最低 3 色のRGB値 $(R_1 G_1 B_1) \sim (R_3 G_3 B_3)$ とそれに対応する色彩計の x y Y値 $(x_1 y_1 Y_1) \sim (x_3 y_3 Y_3)$ でパラメータは算出できる。

(式2) より X Y Z は x y Y 値から下記の (式3) で算出できるので、

$$Z = Y \times \frac{x}{y} \qquad \qquad X = Y \times \frac{x}{y} \qquad \qquad Z = Y \times \frac{(1 - x - y)}{y} \qquad \qquad (\vec{x} \ 3)$$

色彩計の3色のxyY値を(式3)に代入し、XYZを求め、(式1) に代入する。

25
$$\begin{pmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_i \\ G_i \\ B_i \end{pmatrix} \qquad (i = 1, 2, 3) \qquad \cdots \qquad (\not \equiv 4)$$

25

30

これにより、カメラ固有の変換パラメータ $a_{11} \sim a_{33}$ を求め(84)、カメラのRGB値から色彩計の値と等しいxyY値を求めることが可能となる。

キャリブレーションによりあらかじめ算出したカメラ固有の変換パラメータを用いて、カメラから得られたRGB値をxyY値に色度変換し、画像中の色度分布を算出した後、52では、画像中から現像液の色度値、すなわち、欠陥でない部分の色度を基準値として算出する。まず、画像中の各画素の色度x、yを調べ、第9図(a)のグラフのように各x、y値をとる画素数をカウントし、色度の2次元度数分布を作る。そして、画像やで最も画素数の多いx色度値(第9図(b))とy色度値(第9図(c))を求める。画像中の大部分が欠陥ではない部分であることから、2次元度数分布のピーク値のx、y色度値が基準白色のxy色度値となる。

53では、この基準白色に対する画像上の各位置での色相、色差を算出する。基準白色の色度を(x。、y。)、画像上の位置(i、j)での色度を(xij、yij)とすると、第10図に示すように位置(i、j)での色相を、色度図上での基準色に対する向きで算出する。その算出式を(式5)に示す。

色相:
$$\theta_{\eta} = \tan^{-1} \left(\frac{y_{\eta} - y_{c}}{x_{\eta} - x_{c}} \right)$$
 (式 5)

また、第11図に示すように位置(i,j)での色差を、色度図上での

基準色からの距離で算出する。その算出式を(式6)に示す。

色 差 :
$$d_{\eta} = \sqrt{(x_{\eta} - x_{c})^{2} + (y_{\eta} - y_{c})^{2}}$$
 ... (式 6)

10

15

20

以上のように算出した基準白色に対する画像の各位置での色相・色差より、第12図に示すように、色相で欠陥として検出したい範囲を限定し(図では、色相 θ が、 θ ₁ \leq θ \leq θ ₂の範囲)、色差で基準白色との色の鮮やかさの違いの程度を限定する(図では、色差dが、d₁ \leq d \leq d₂の範囲)。そしてこの範囲内にある部分を欠陥候補領域として抽出する。

このように色相と色差で範囲を限定して求めた欠陥候補の中には、欠陥として検出する必要のないものもある。例えば、基準白色に対し、徐々に色度が変化していくようなものは、欠陥ではなく、輪郭がはっきりとした領域が欠陥である。そこで、このように周囲の色に対する色の変化がなだらかなものは正常部あるいは疑似欠陥3と見なし、変化が急激なもののみを欠陥2と見なす。55では、欠陥候補領域について、基準白色との色差の変化量を求め、その値がある一定値以上のものだけを欠陥とする。

第13図を用いて説明すると、(a)には54により抽出された欠陥候補領域131が示されている。(b)の133は(a)の132上の基準白色との色差グラフである。更に、132上の各位置での色差133の変化量、すなわち、133を微分したものが、(d)の色差微分分布134である。このように基準白色との色差の変化量が小さいものは、微分値も小さくなる。ここで、(d)に示すように、微分値がある一定値135より大きいもののみを欠陥領域とする。その結果、(c)のように色差が大きく、かつ色差変化量が大きい、すなわち輪郭が鮮明な欠陥領域136のみが検出される。

次に、しきい値135の決定方法を第14図を用いて説明する。第14図(a)のグラフは、縦軸を色相と色差により抽出された各欠陥候補領域内の色差の最大値、横軸を各欠陥領域の輪郭部分の色差微分値の最大値にとり、真の欠陥2の値を×で、疑似欠陥3の値を○でプロットしてある。また、141aは各色差微分値の度数分布、142aは、色差値の度数分

25

布である。欠陥と疑似欠陥が明らかに分かれている場合には合否判定線144aは、、141aと142aの度数分布の谷のピーク値を通り、プロットされた点の慣性主軸143aに垂直な直線144aとする。また、欠陥と疑似欠陥が分離していない場合、すなわち、度数分布の谷のピークがない場合には、判定線は144bとする。つまり、全ての欠陥候補領域を欠陥として検出し、見落とし、見逃しがないようにする。

1 1

次に、磁粉探傷での欠陥検出方法について、第15図と第16図とを用いて説明する。

第15図は、磁粉採傷のときの画像メモリ7の内容を解析する画像処理 7ルゴリズムの一例である。RGB画像の取り込みを行い(151)、次に蛍光磁粉の発光情報の最も多くはいっているG画像の微分処理を行う(152)。これにより、割れ欠陥のように、線状の輝度変化の大きいところは強調され、磁粉溜りのように輝度は高いが、輝度変化の少ないところは、強調されない。

15 次に、G微分画像の平均値からに2値化のしきい値を決定し、2値化する (153)。この2値化した画像から、孤立点などの画像ノイズを除去 (154)して、欠陥候補を求めたあと、これらの欠陥候補の長さ、コントラスト等を計算し (155)、これらの値が、規定値より大きい場合、欠陥と判定する。

20 第16図は、欠陥と疑似欠陥との区別方法を示したものである。例えば、(a)に示すように、欠陥2と疑似欠陥3の輝度分布を161の線上でとると、(b)のような輝度分布162が得られる。欠陥2と疑似欠陥3の輝度値は、同程度である。輝度分布162を微分すると(b)のような輝度微分分布163が得られる。欠陥2は、輝度が急激に変化しており、な輝度微分分布163が得られる。欠陥2は、輝度が急激に変化しており、なだらかに変化するので、微分処理をした結果を(d)に示すような判定しきい値164を用いて判定することにより、(c)の

15

20

25

ように欠陥2のみを抽出することができる。

さて、第17図で、欠陥確認とデータ保存について説明する。自動検査で欠陥と疑似欠陥とを分離し、欠陥のみを抽出したはずであるが、見逃しや誤判定を防ぐため、浸透探傷のときでも、磁粉探傷のときでも、最後に目視での欠陥確認を行う。

第17図は、欠陥の確認過程を示すフローチャートである。まず、自動判定で欠陥と判定した部分に欠陥候補のマーカ表示を行う(171)。つぎに、コンピュータ5は、欠陥候補を1個づつ、検査員に判定することを要求する(172)。検査員は、カラーの原画像を見て、真の欠陥かどうかを判定し(173)、真の欠陥と認めたときは、欠陥の位置、長さ、コントラストなどは、データ記憶装置7に登録され(174)、マーカは、赤色に変わる(175)。

さて、欠陥候補の確認で、検査員が疑似欠陥と判定したときは、マーカを消去する(176)。まだ欠陥候補が残っているなら、次の欠陥候補にマーカを表示する。すべての欠陥候補の確認が終わると(177)、カラーの原画像をデータ記憶装置7に保存する(178)。

第18図に、欠陥候補マーカ発生方法の一例を示す。欠陥候補181の始点 P 1 と終点 P 2 を結ぶ中心線182を求め、それと平行に一定値 m 離れたところに、欠陥候補マーカ183の長辺 A B、C D を設定する。短辺 A D、B C も同様にして決定する。欠陥の長さは、P 1 と P 2 の距離とする。磁粉探傷のときには、欠陥の深さと関係するコントラストは、P 1 から P 2 までコントラスト算出線184を走査し、この線上の平均輝度と最高輝度との差をとり、この差を P 1 から P 2 までもとめ、この平均値をもって欠陥のコントラストとする。なお、欠陥候補マーカは、矩形とは限らない。短辺 A D、B C を 半円にする方法でもよく、大切な点は、欠陥が、マーカで、隠されないようにすることである。

第19図に、カラーモニタ9における、欠陥候補表示方法の一例を示す。 欠陥の長さが長い候補から順番に、検査員に原画像での確認を要求する。 最初は、すべてのマーカは、白で表示し、真の欠陥と判定したもののマーカは別の色、例えば赤にし、疑似と判定したものは、消去していく。

5 第20図は、試験体1が長尺物であったときに、検査位置を特定する方法の一例である。目盛りの入ったスケール201を試験体1に固定し、スケール201がカメラ視野202の一部に入るように撮像する。スケールの目盛りについては、例えば1センチメートル毎に、数字を書いておく方法が考えられる。また、浸透探傷用のスケール201とを、色違いにしておくこともできる。例えば、浸透探傷のときには、スケール201は例えば白地に赤の目盛り及び数字とし、磁粉探傷のときには、スケールの数字は、白地に緑の蛍光色の目盛り及び数字とする。

第21図に、撮像した画面の一例を示す。画面の下部にスケール201 が同時に撮像されており、スケール201から、試験体1におけるカメラ 位置を計算する。すなわち、スケール201には、目盛り数字210が記 入されており、コンピュータ5を用いてパターンマッチング法などにより、 認識することができる。また、スケール201には、例えば1センチメー トル毎に区切り線211が入っており、より詳細なカメラ位置を計算する 20 ことができる。画像上C1、C2の探査線212の画像信号として、断面 信号213を得る。これから、画像の左端A、右端Bと区切り線211の E1, E2, E3、E4, E5の位置がわかる。E1, E2, E3、E4, E5の位置から撮像倍率が計算でき、目盛り数字210と合わせて、欠陥 2の試験体1上での正確な位置がわかる。

25 以上の検査結果は記憶装置 7 に格納されるが、その例を第 2 2 図に示す。 試験体 1 の検査すべき面が大きくて、検査面全体が一つの検査画面に人 りきらないときには、いくつかの画像に分割して撮像、検査を行う。このとき、分割する画像は、検査面上で撮像範囲が少しずつ重なるように設定する。221a、221b、221cは、それぞれ試験体1の分割画像を示す。検査は、それぞれの分割画像に対して行う。その結果は、222に示すように、試験体毎に全体の画像情報が1つにまとまって格納され、更に、それぞれの欠陥について、位置、長さ、面積、色度及び色相などの情報も一緒に格納される。

検査員は、まず、記憶装置 7 に格納された試験体毎のデータ222をモニタ6の画面上に表示させて調べ、更に欠陥のあった部分について詳細に見たい場合は、その試験体名と画像NOから、相当する分割画像を呼び出してモニタ6の画面上に表示させることができる。この時、モニタ6の画面上には、表示されている画像データと関連付けて記憶されている欠陥の位置、長さ、面積、色度及び色相などの情報も一緒に表示させることができる。

15 また、検出された欠陥候補を、画面上でマーカー等を用いて強調して表示することにより、従来、目視検査で行っていたときと同じ程度の 0.1 ~ 0.3 mmよりも大きい欠陥を、画面上で見逃してしまうのを防止することができる。

更に、画像の検出倍率を上げることにより、目視可能な大きさよりも微20 細な欠陥も、検出できるようになる。そして、この目視可能な大きさよりも微細な欠陥を画面上に拡大して表示させることにより、目視可能な大きさよりも微細な欠陥についても、その位置、長さ、面積、色度及び色相などを画面上で確認することができる。

本発明によれば、カラービデオカメラを用いて画像入力を行うため、更 25 には、磁粉探傷法による欠陥検査では、紫外線カットフィルタによって試 験体から反射される紫外線をカットできるため、検査者は、自動欠陥検査 結果の確認を容易に行うことができる。また、画面上で、欠陥候補が自動的に指示表示されるので、検査の見逃しがほとんどなくなり、しかも、検査画像を保存するため、検査後に保存された画像を画面上に表示させて再度欠陥を確認することができ、検査の信頼性が向上する。

また、本発明によれば、カラービデオカメラを用いるため、磁粉探傷と 浸透探傷の自動欠陥検査を、同じセンサプローブで行うことができ、利便 性が大幅に向上する。

25

請求の範囲

- 1.磁粉探傷法による欠陥検査方法であって、カラービデオカメラを用いて検査対象物の被検査面を撮像し、該撮像して得た画像を用いて前記被検査面の欠陥を検査することを特徴とする欠陥検査方法。
- 2.前記カラービデオカメラで撮像して得た画像のうち、RGBのカラーの三原色の信号うちの緑(G)の信号成分を用いて前記被検査面の欠陥を検査することを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の欠陥検査方法。3. 磁粉探傷法による欠陥検査方法であって、蛍光磁粉を含む溶液を塗布した検査対象物の被検査面に紫外光を照射し、該紫外光を照射した被検査面をカラービデオカメラで撮像し、該撮像して得た画像を前記紫外光を照射した被検査面を目視観察して得られる像とほぼ同じ状態で画面上に表示することを特徴とする欠陥検査方法。
- 4. 磁粉探傷法による欠陥検査方法であって、蛍光磁粉を含む溶液を塗布 した検査対象物の被検査面に紫外光を照射し、該紫外光を照射した被検査 面を紫外線カットフィルタを介してカラービデオカメラで撮像し、該撮像 して得た画像から欠陥および欠陥候補を抽出し、該抽出した欠陥および欠 陥候補の画像を画面上に表示することを特徴とする欠陥検査方法。
- 5. 浸透探傷法による欠陥検査方法であって、カラービデオカメラを用い 20 て検査対象物の被検査面を撮像し、該撮像して得た画像を用いて前記被検 査面の欠陥を検査することを特徴とする欠陥検査方法。
 - 6.浸透探傷法による欠陥検査方法であって、検査対象物の被検査面を偏光光で照明し、該偏光光で照明された被検査面を偏光フィルタを介してカラービデオカメラで撮像し、該撮像して得た画像から前記被検査面の欠陥候補を抽出し、該抽出した欠陥候補の画像を表示することを特徴とする欠陥検査方法。

- 7. 探傷法による欠陥検査方法であって、検査対象物の被検査面をカラービデオカメラで該カラービデオカメラの視野内に該視野の位置情報を入れて撮像し、該撮像して得た画像から前記被検査面内の欠陥候補を抽出し、該抽出した欠陥候補の画像を前記視野の位置情報と共に画面上に表示することを特徴とする欠陥検査方法。
- 8. 前記視野の位置情報が、前記視野内に配置されたスケールによるものであることを特徴とする特許請求の範囲第7項に記載の欠陥検査方法。
- 9. 前期被検査面を、前記カラービデオカメラで、複数の視野にわたって撮像することを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第8項の何れか
- 10 に記載の欠陥検査方法。
 - 10. 探傷法による欠陥検査方法であって、検査対象物の被検査面を撮像手段で撮像し、該撮像して得た画像から前記被検査面内の欠陥候補を抽出し、該抽出した欠陥候補の画像を画面上に表示し、該表示された欠陥候補の中から擬似欠陥を除去することを特徴とする欠陥検査方法。
- 15 11. 探傷法による欠陥検査方法であって、検査対象物の被検査面を撮像 手段で撮像し、該撮像して得た画像から前記被検査面内の欠陥候補を抽出 し、該抽出した欠陥候補の画像を画面上に表示し、該表示された欠陥候補 の画像から選択された欠陥に関する情報を記憶することを特徴とする欠 陥検査方法。
- 20 12. 探傷法による欠陥検査装置であって、検査対象物の被検査面を照明する照明手段と、該照明手段で照明された前記被検査面をカラービデオカメラで撮像する撮像手段と、該撮像手段で撮像して得た前記被検査面の画像から該試被検査面の欠陥候補を抽出する欠陥候補抽出手段と、該欠陥候補抽出手段で抽出した欠陥候補の画像を表示する表示手段とを備えたこ
- 25 とを特徴とする欠陥検査装置。
 - 13. 前記照明手段が、前記検査対象物の被検査面に紫外光を照射する紫

外光照射部と、前記検査対象物の被検査面に白色光を照射する白色光照射部とを有することを特徴とする特許請求の範囲第12項記載の欠陥検査 装置。

1 4. 探傷法による欠陥検査装置であって、検査対象物の被検査面を照明 する照明手段と、該照明手段で照明された前記被検査面をカラービデオカ メラで撮像する撮像手段と、該撮像手段で撮像して得た前記被検査面の画 像から該試被検査面の磁粉探傷による欠陥候補を抽出する磁粉探傷欠陥 候補抽出手段と、前記撮像手段で撮像して得た前記被検査面の画像から前 記被検査面の浸透探傷による欠陥候補を抽出する浸透探傷欠陥候補抽出 手段と、前記磁粉探傷欠陥候補抽出手段または前記浸透探傷欠陥候補抽出 手段で抽出した欠陥候補の画像を表示する表示手段とを備えたことを特 徴とする欠陥検査装置。

15.探傷法による欠陥検査装置であって、検査対象物の被検査面を照明する照明手段と、該照明手段で照明された前記被検査面をカラービデオカメラで撮像する撮像手段と、該撮像手段で撮像して得た前記被検査面の画像から該被検査面の欠陥候補を抽出する欠陥候補抽出手段と、該欠陥候補抽出手段で抽出した欠陥候補の画像を記憶する記憶部と、該記憶部に記憶した前記欠陥候補の画像に関する情報を画面上に表示する表示手段とを備えたことを特徴とする欠陥検査装置。

20 16.探傷法による欠陥検査装置であって、蛍光磁粉を含む溶液を塗布した検査対象物の被検査面に紫外光を照射する紫外光照射手段と、該紫外光照射手段により紫外光を照射された前記被検査面をカラービデオカメラで撮像する撮像手段と、該撮像手段で撮像して得た前記被検査面の画像を前記紫外光を照射した被検査面を目視観察して得られる像とほぼ同じ状態で画面上に表示する表示手段とを備えたことを特徴とする欠陥検査装置。

17.探傷法による欠陥検査装置であって、蛍光磁粉を含む溶液を塗布した検査対象物の被検査面に紫外光を照射する紫外光照射手段と、該紫外光照射手段により紫外光を照射された前記被検査面を紫外線カットフィルタを介してカラービデオカメラで撮像する撮像手段と、該撮像手段で撮像して得た前記被検査面の画像から前記被検査面の欠陥候補を検出する欠陥候補抽出手段と、前記欠陥候補抽出手段で抽出した欠陥候補の画像を表示する表示手段とを備えたことを特徴とする欠陥検査装置。

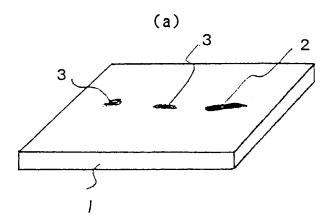
18. 探傷法による欠陥検査装置であって、蛍光磁粉を含む溶液を塗布した検査対象物の被検査面に紫外光を照射する紫外光照射手段と、該紫外光照射手段により紫外光を照射された前記被検査面の蛍光による像をカラービデオカメラで撮像する撮像手段と、該撮像手段から出力されたカラー画像信号のうち緑(G)の信号成分を用いて前記被検査面の欠陥候補を抽出する欠陥候補抽出手段と、前記欠陥候補抽出手段で抽出した欠陥候補の画像を表示する表示手段とを備えたことを特徴とする欠陥検査装置。

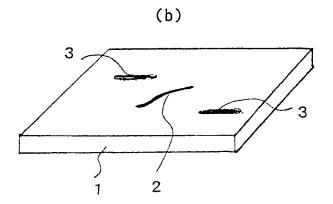
15 19. 探傷法による欠陥検査装置であって、表面に浸透液が一旦塗布された検査対象物の被検査面を白色光で照明する照明手段と、該照明手段で照明された前記被検査面をカラービデオカメラで撮像する撮像手段と、該撮像手段で撮像して得た前記被検査面の画像から該被検査面の磁粉探傷による欠陥候補を抽出する磁粉探傷欠陥候補抽出手段と、前記撮像手段で撮のして得た前記被検査面の画像から該被検査面の浸透探傷による欠陥候補を抽出する浸透探傷欠陥候補抽出手段と、前記磁粉探傷欠陥候補抽出手段または前記浸透探傷欠陥候補抽出手段で抽出した欠陥候補の画像を表示する表示手段とを備えたことを特徴とする欠陥検査装置。

20.前記被検査面を撮像する前記カラービデオカメラの視野内に該視野 25 の位置情報を表示する位置情報表示手段を配置したことを特徴とする特 許請求の範囲第12項乃至第19項の何れかに記載の欠陥検査装置。 21.前記位置情報表示手段が、スケールであることを特徴とする特許請求の範囲第20項に記載の欠陥検査装置。

1/22

第1図

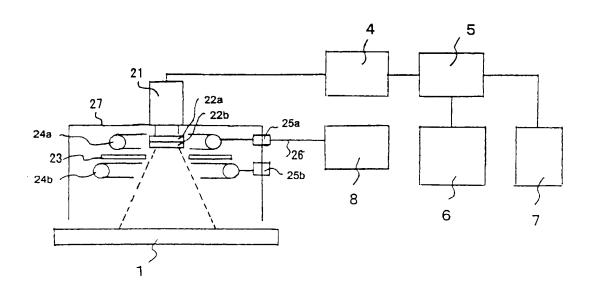


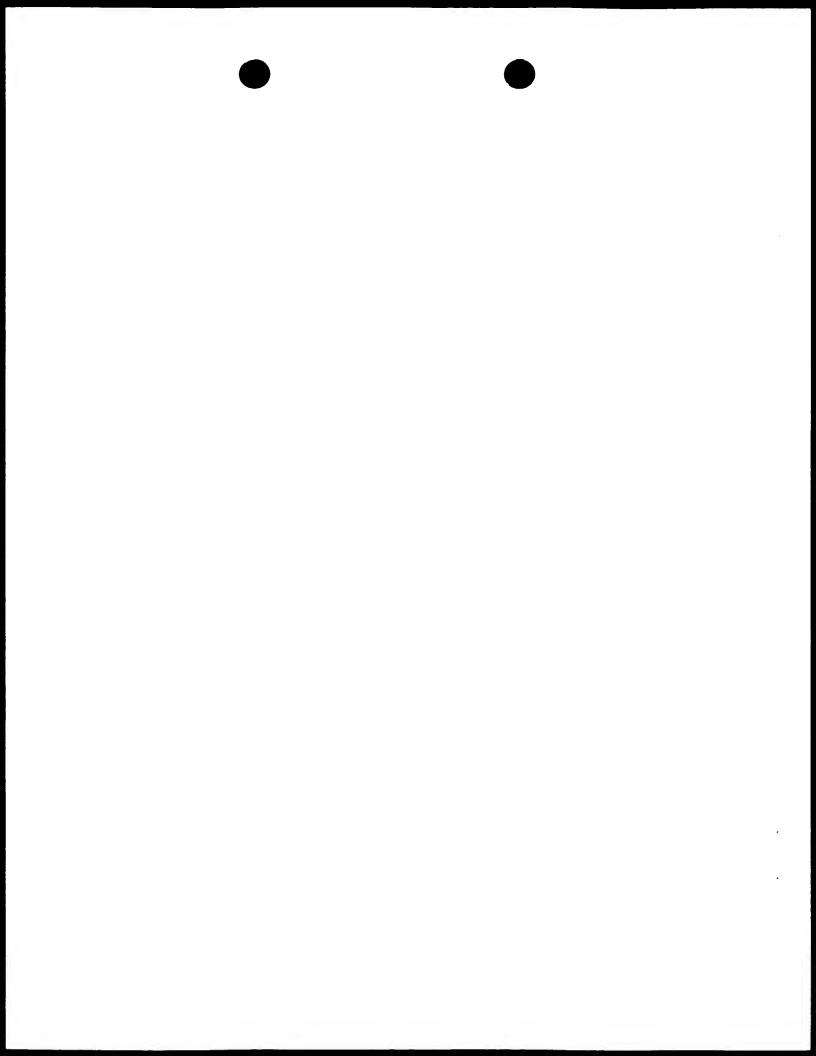




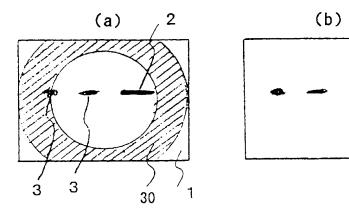
2/22

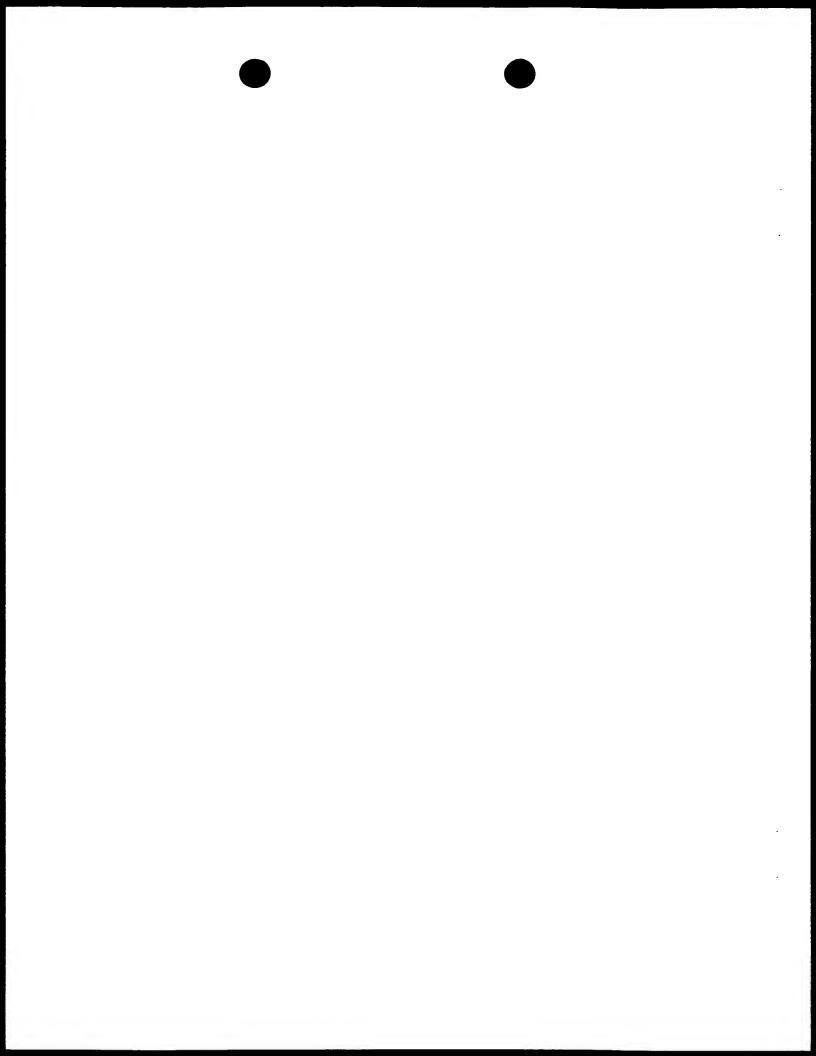
第2図



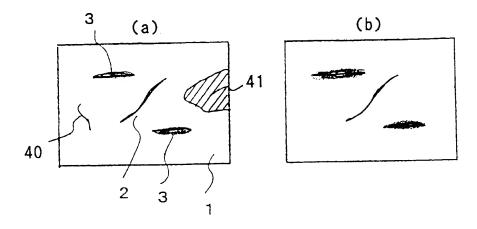


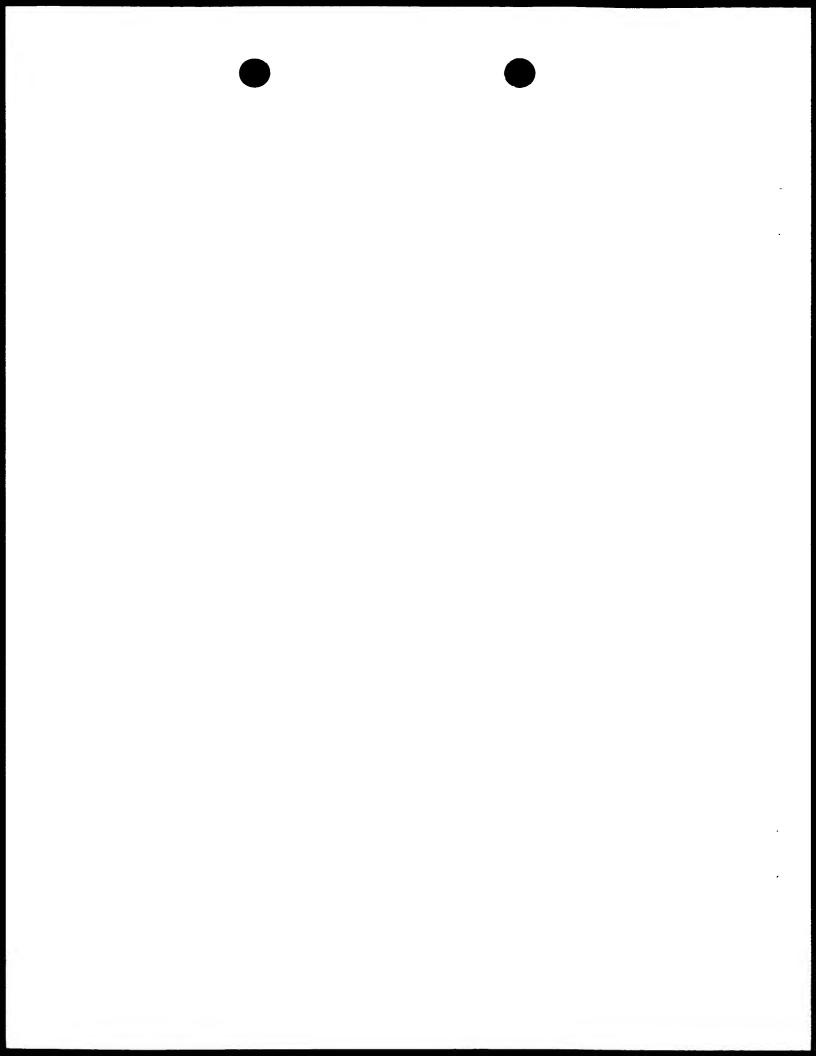
第3図



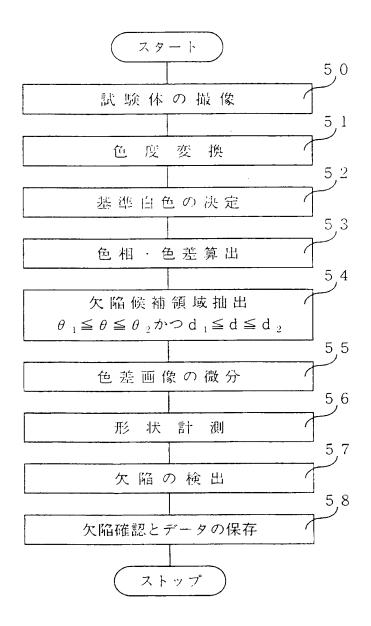


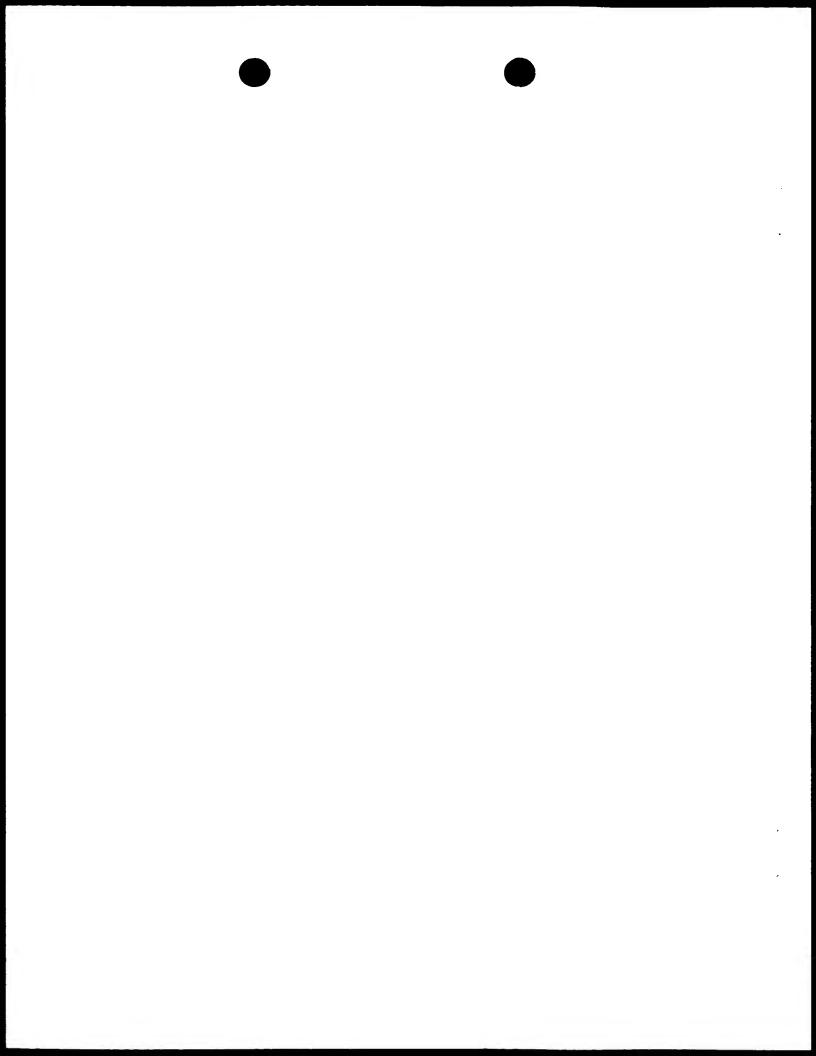
第4図



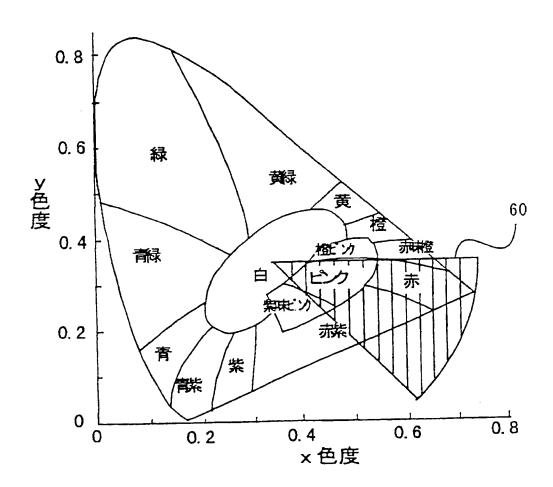


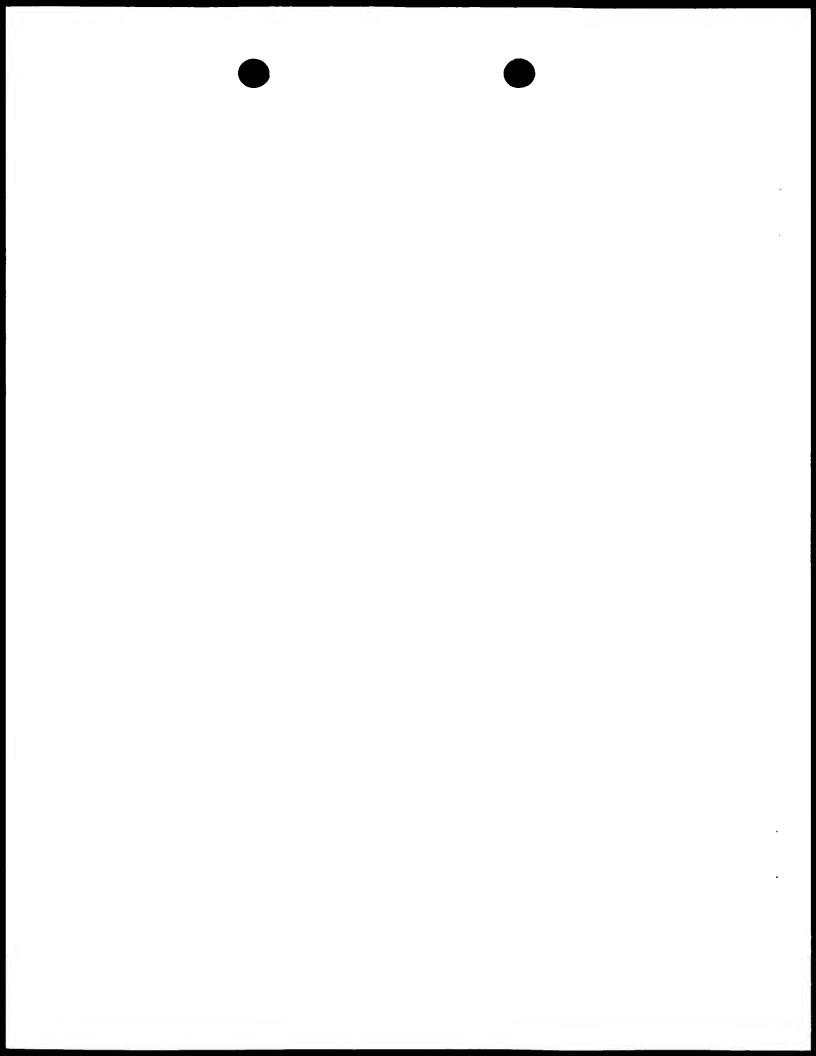
第5図





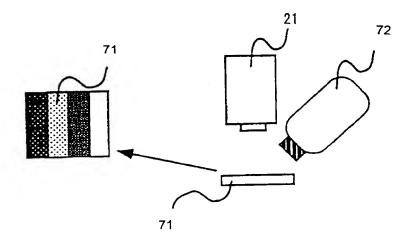
第6图

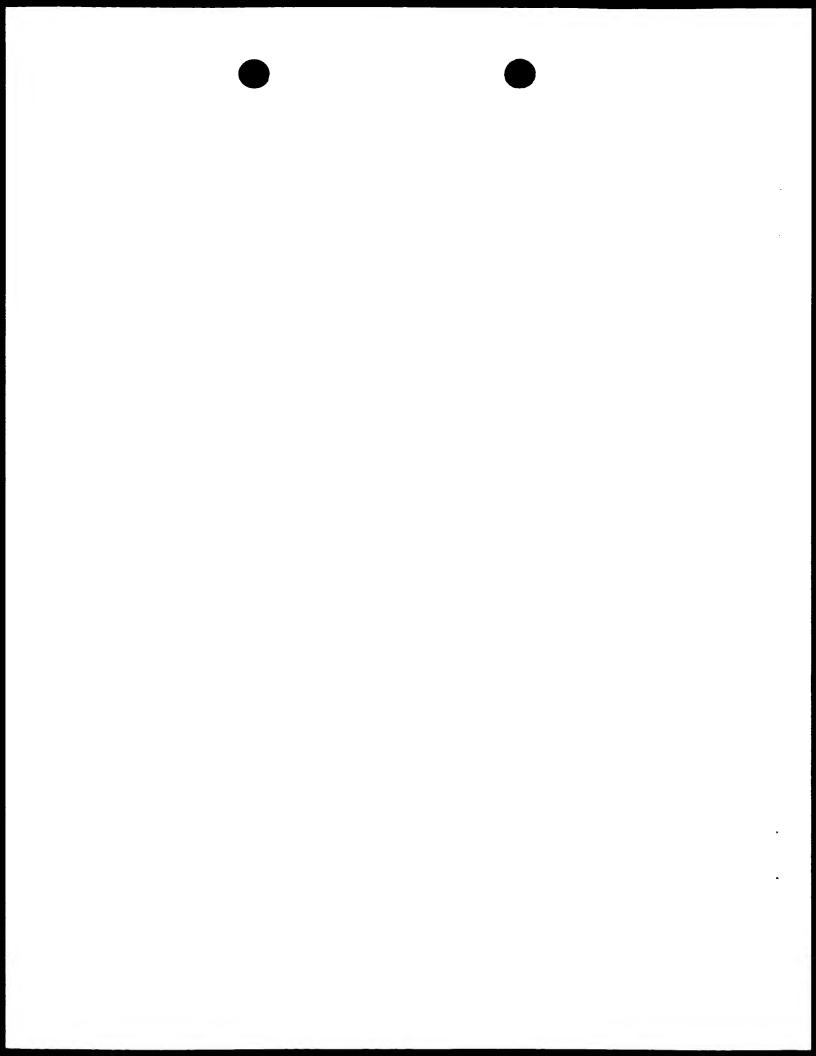




 $7 \times 2 2$

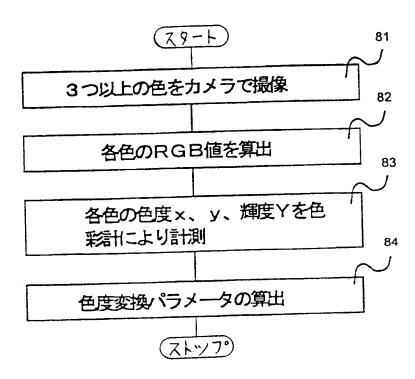
第7図

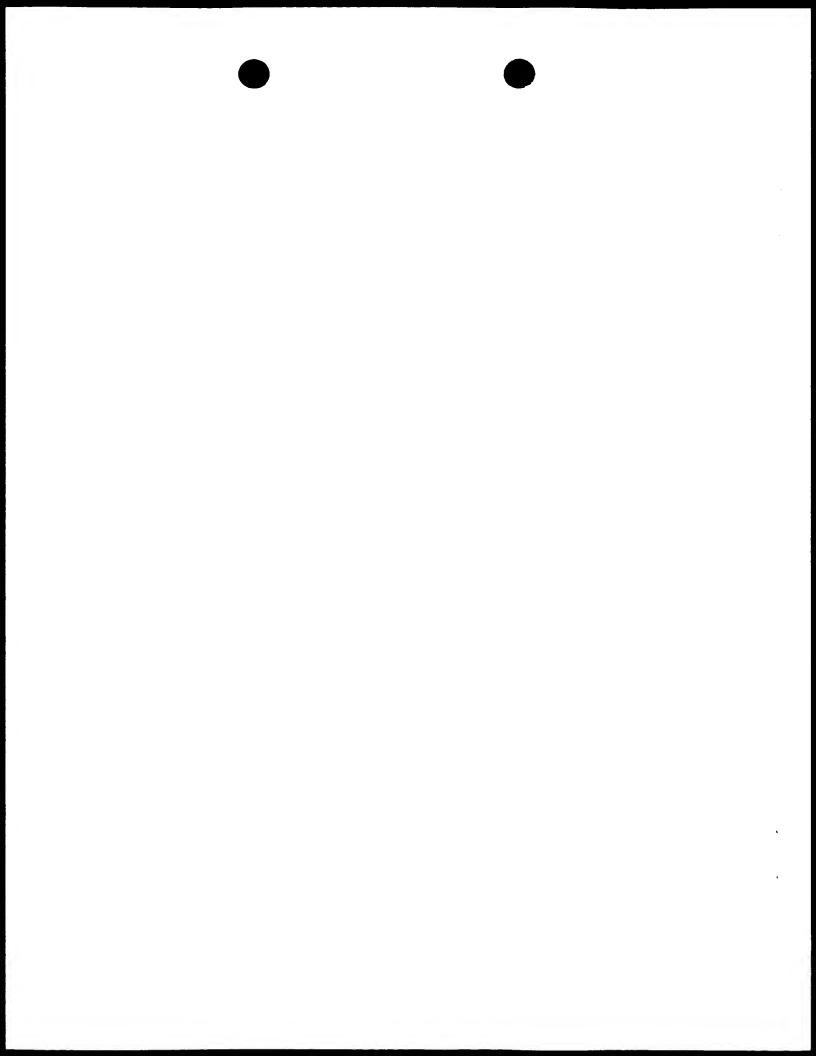




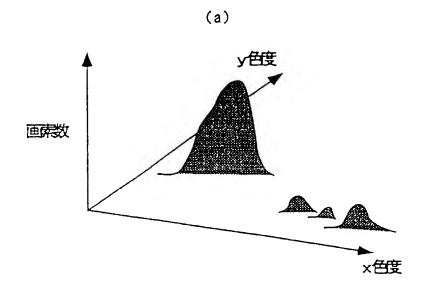
8 / 2 2

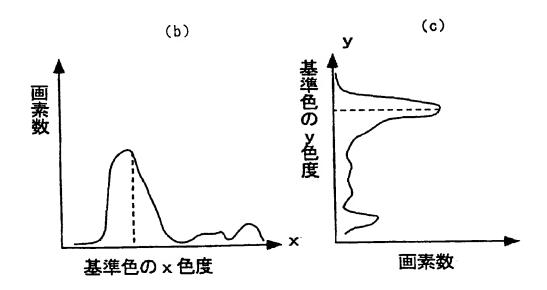
第8図

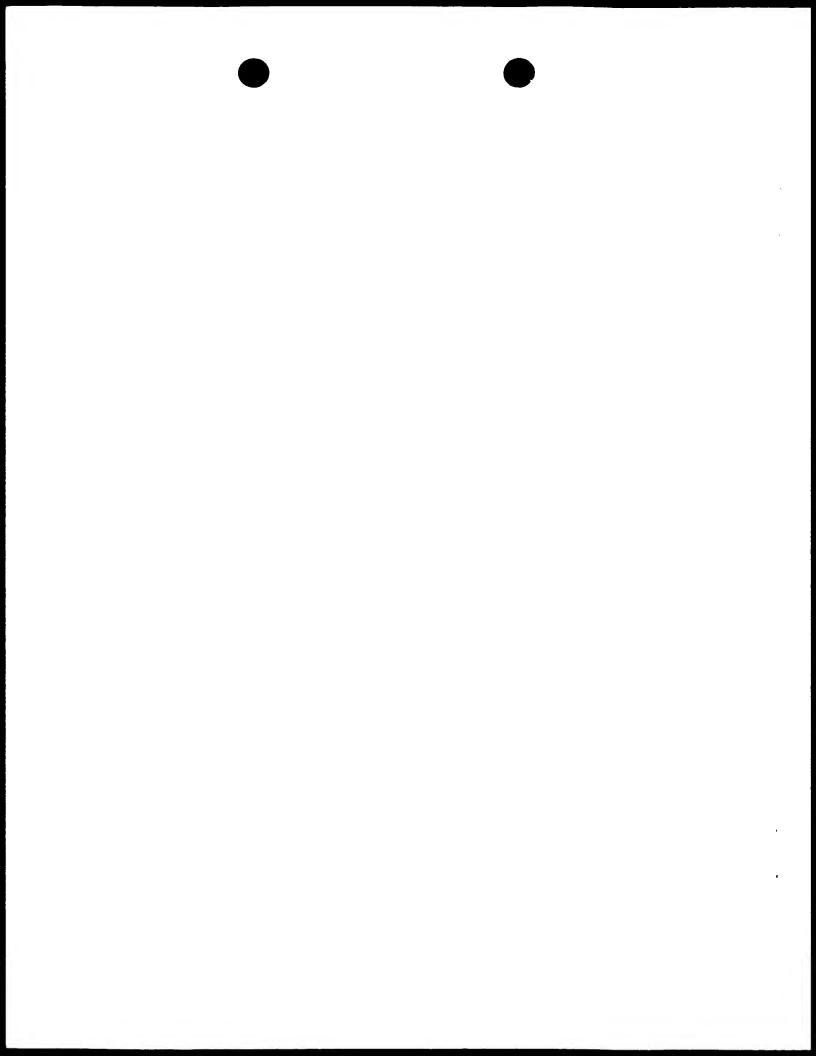




第9図

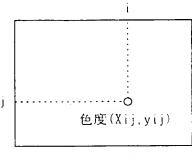




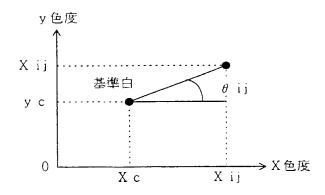


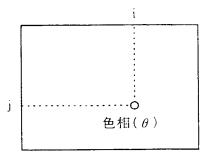


第10図

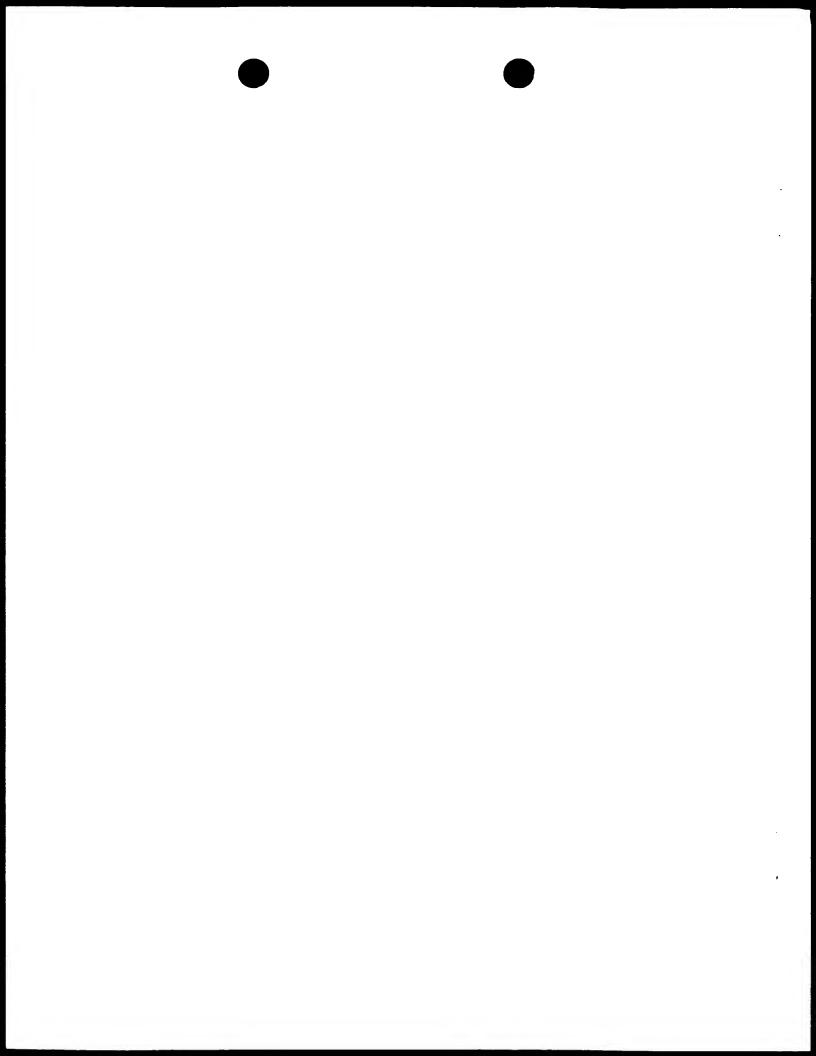


色度画像



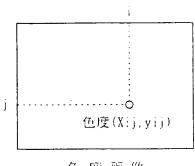


色相画像

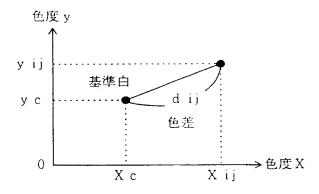


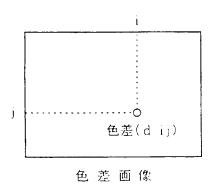
1 1 / 2 2

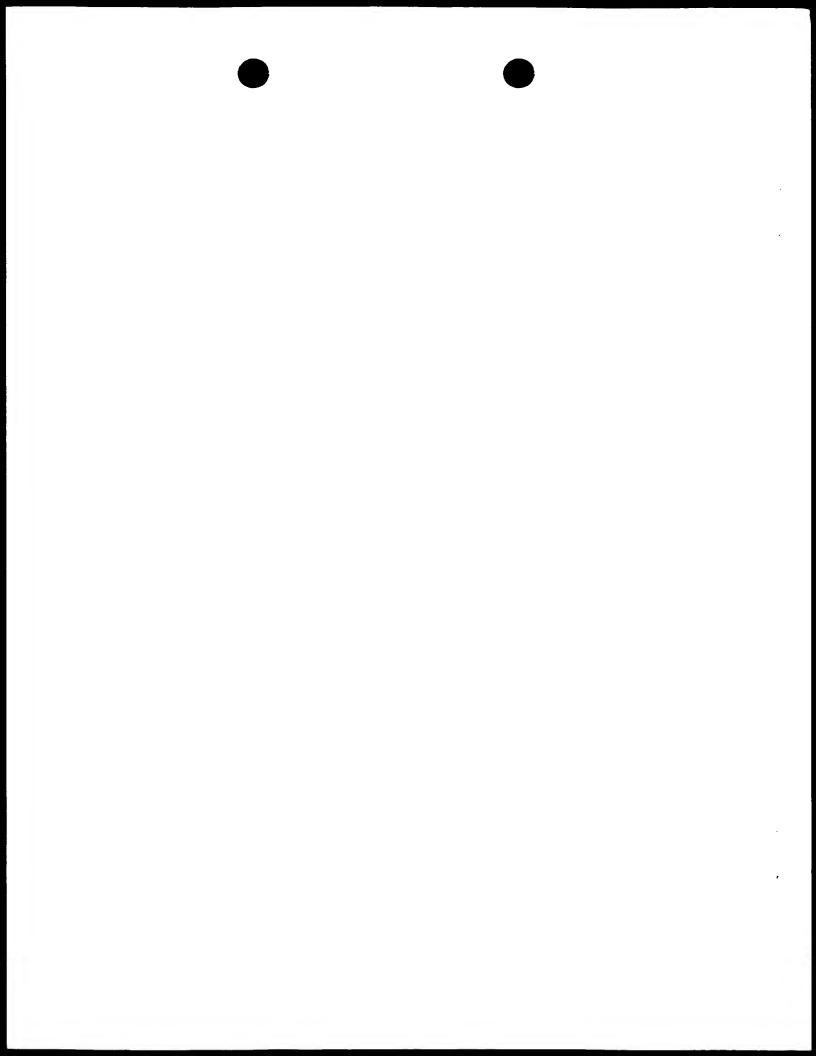
第11図



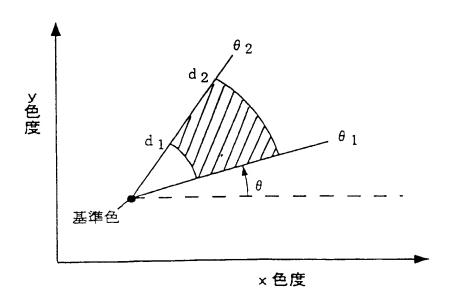
色度画像

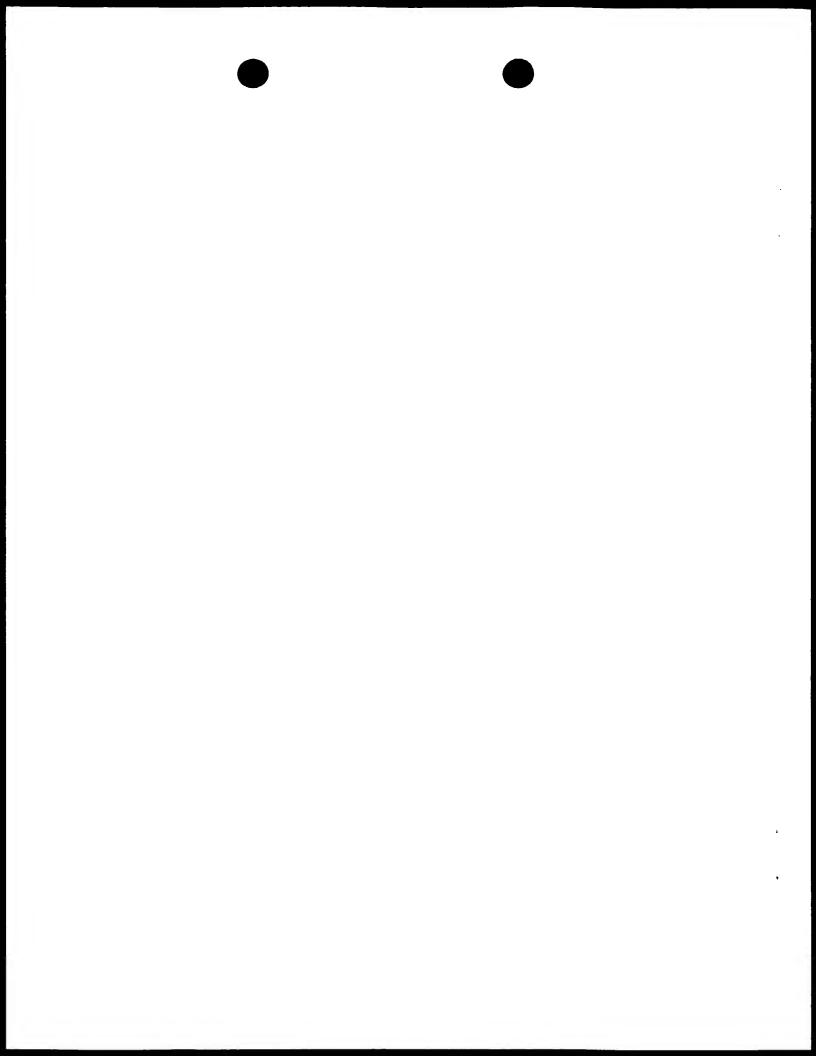






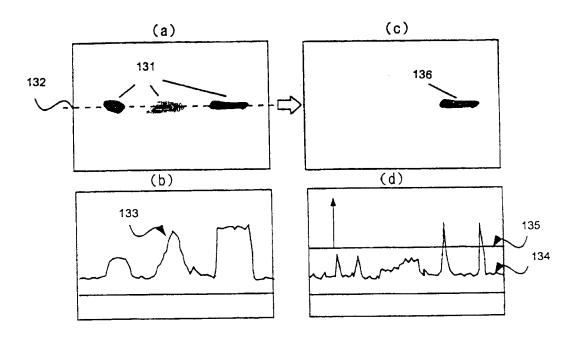
第12図

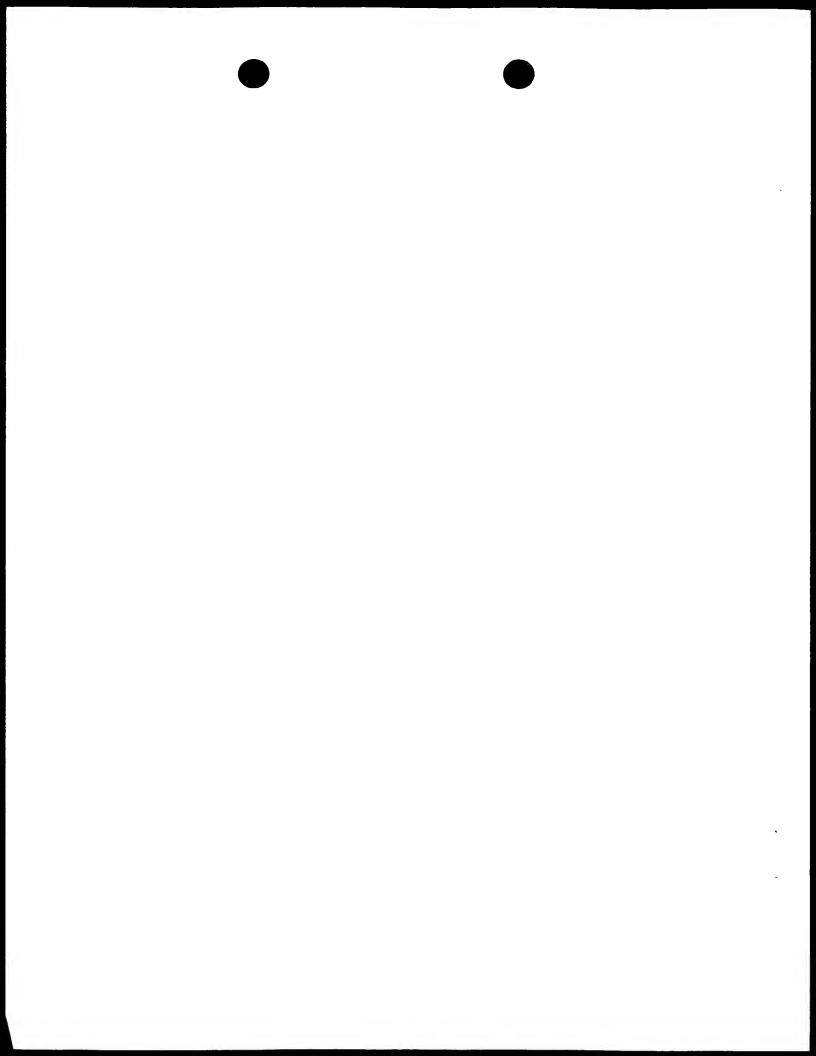




1 3 / 2 2

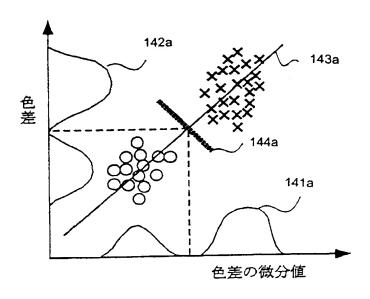
第13図

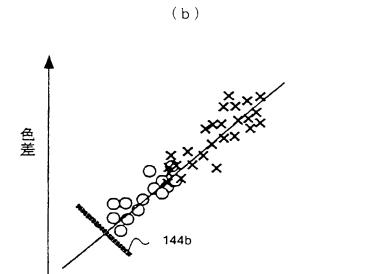




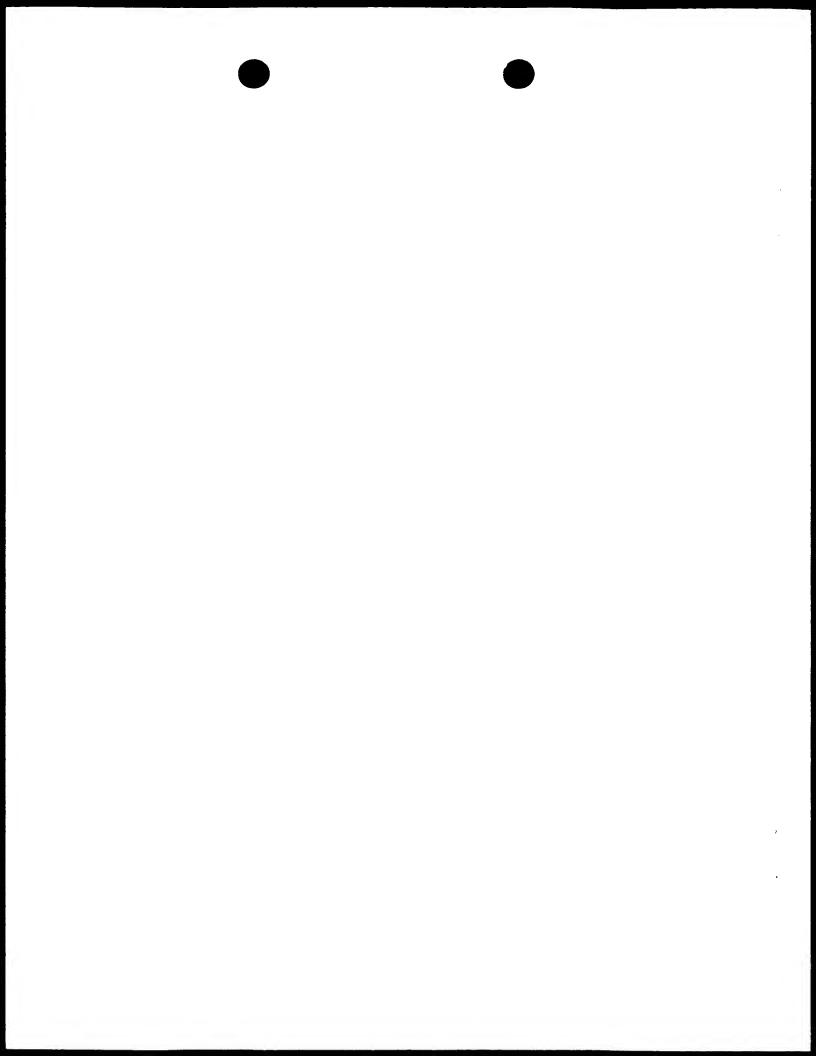
第14図

(a)

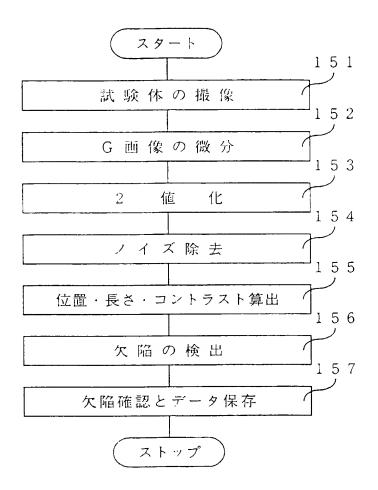


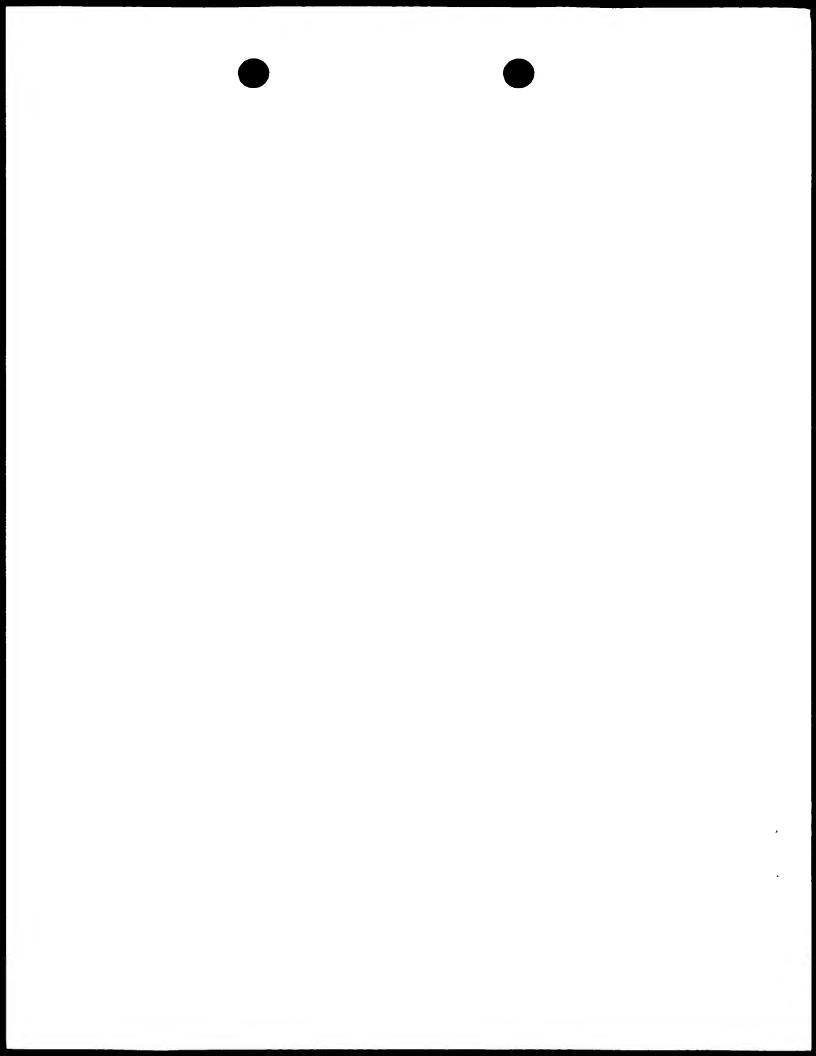


色差の微分値



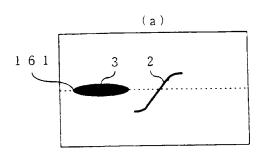
第15図

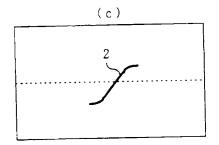


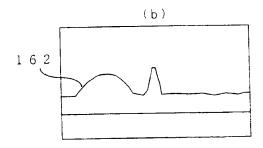


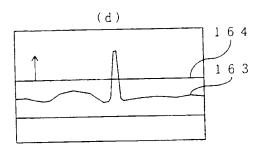
16/22

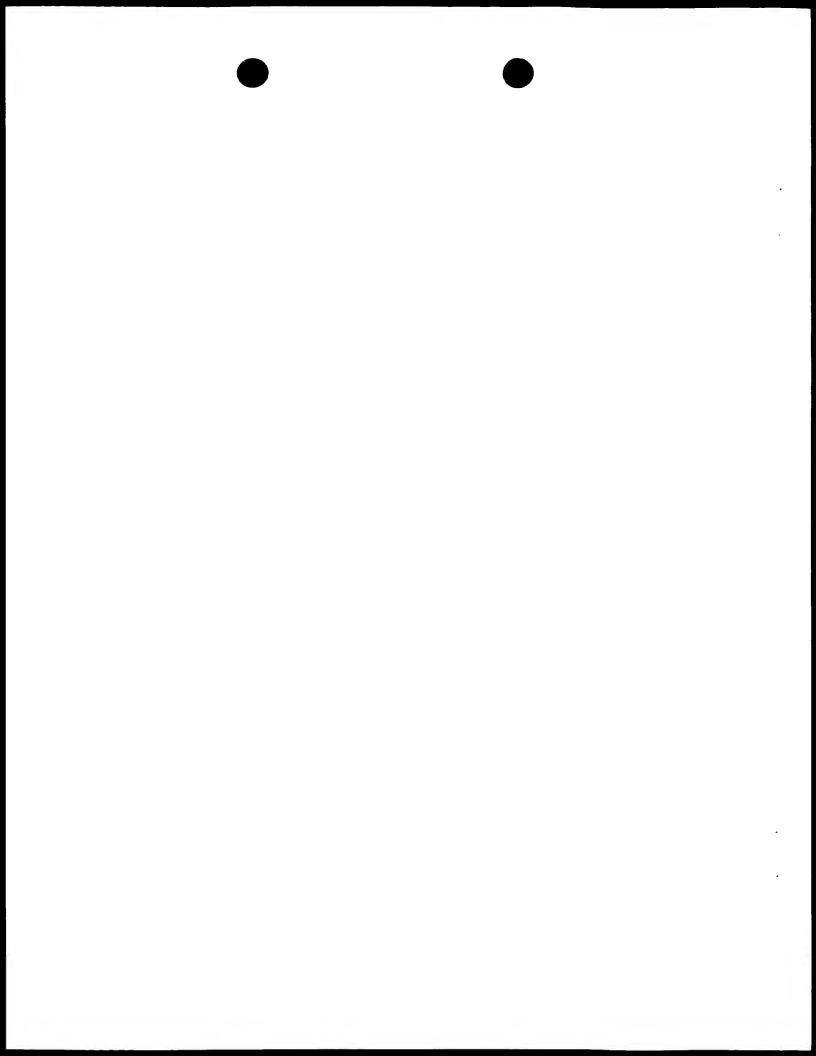
第16図



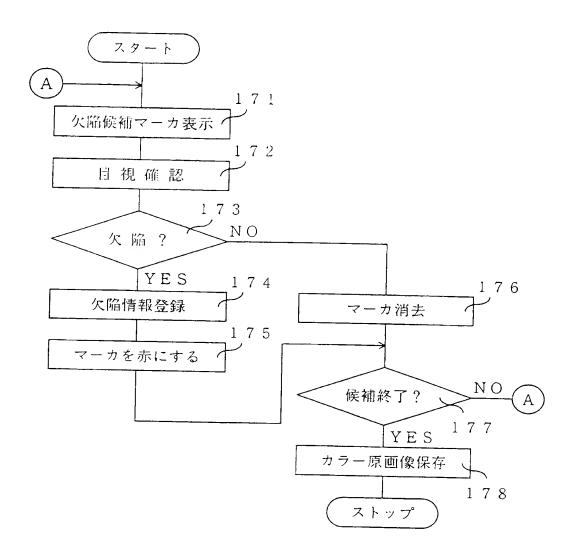


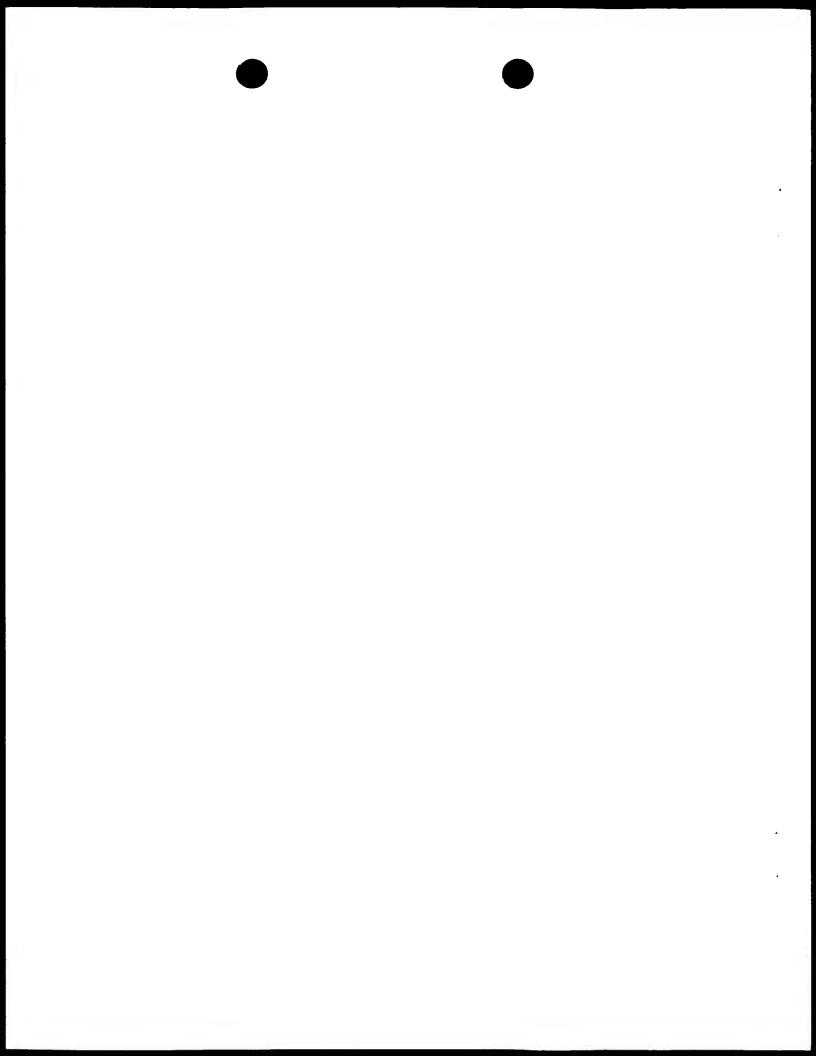




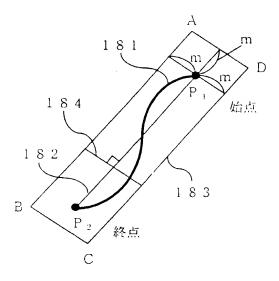


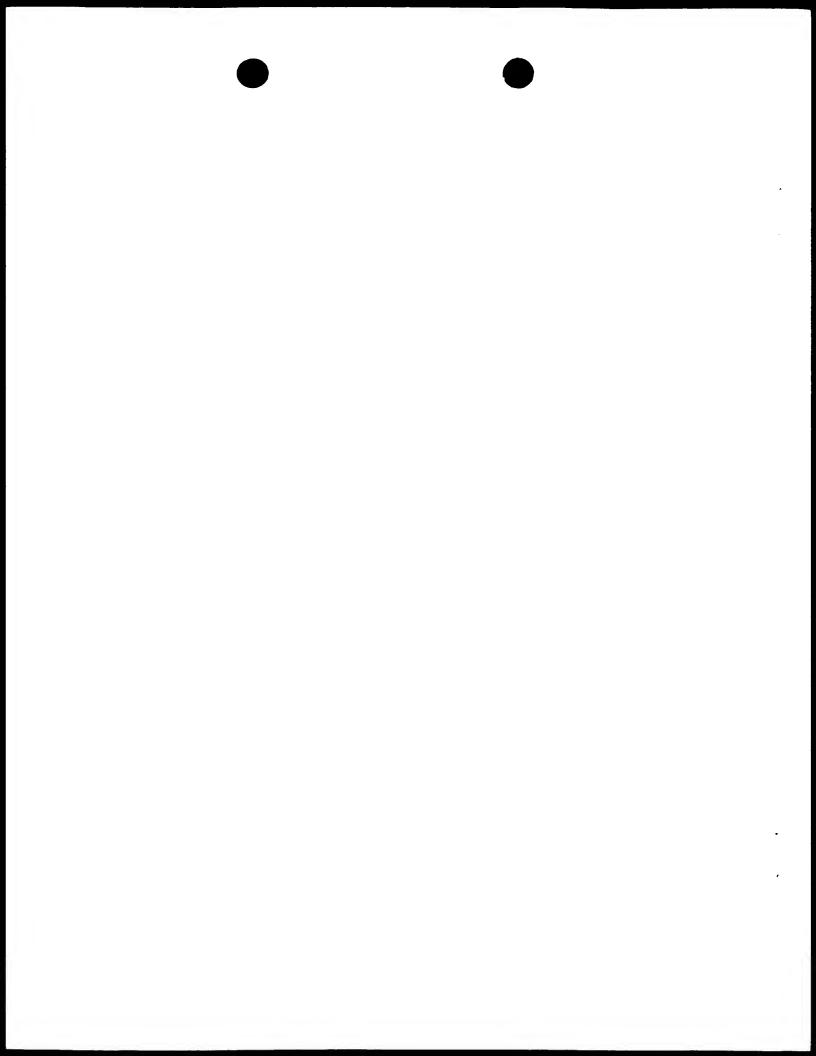
第17图



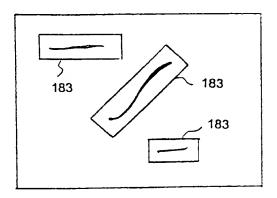


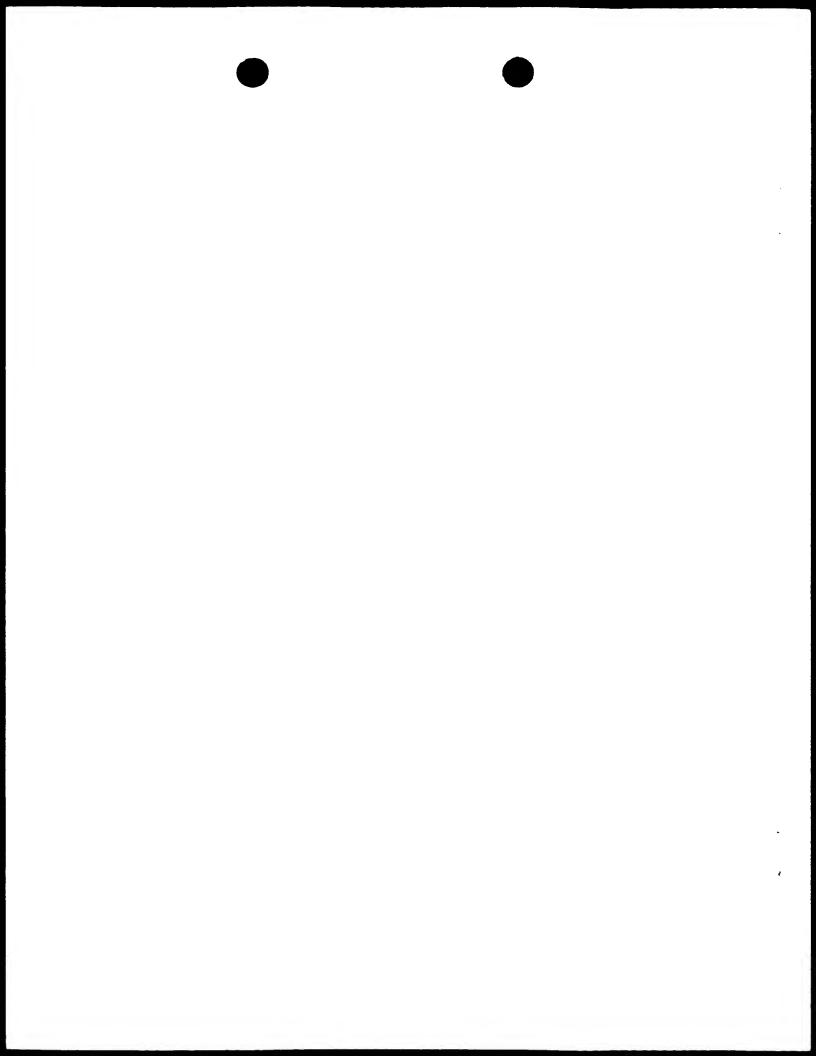
第18図



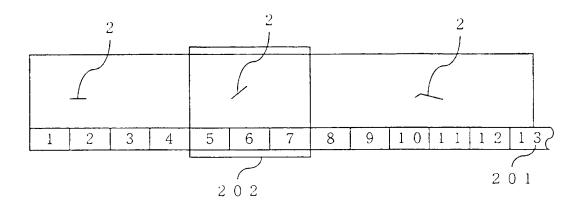


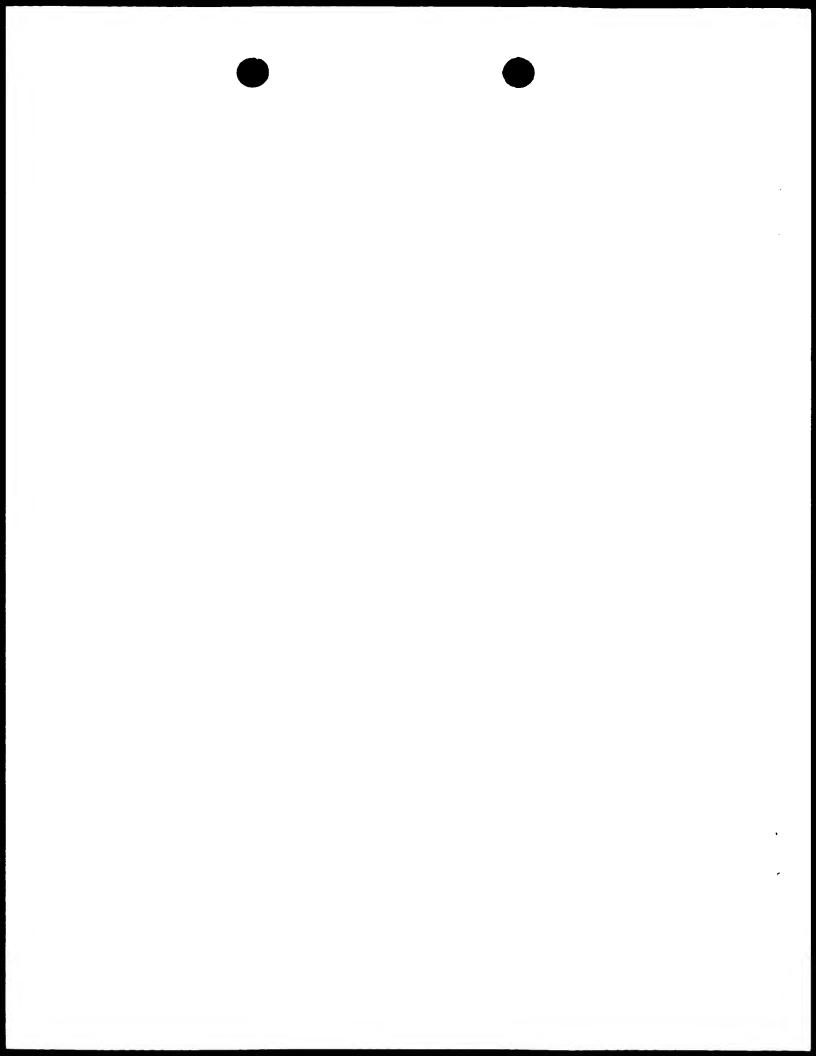
第19図



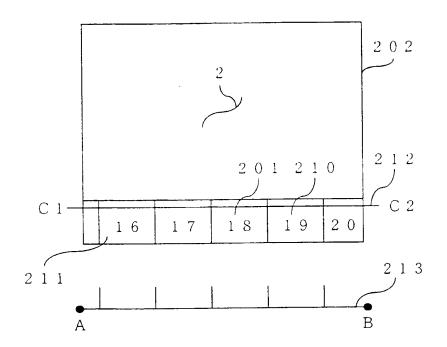


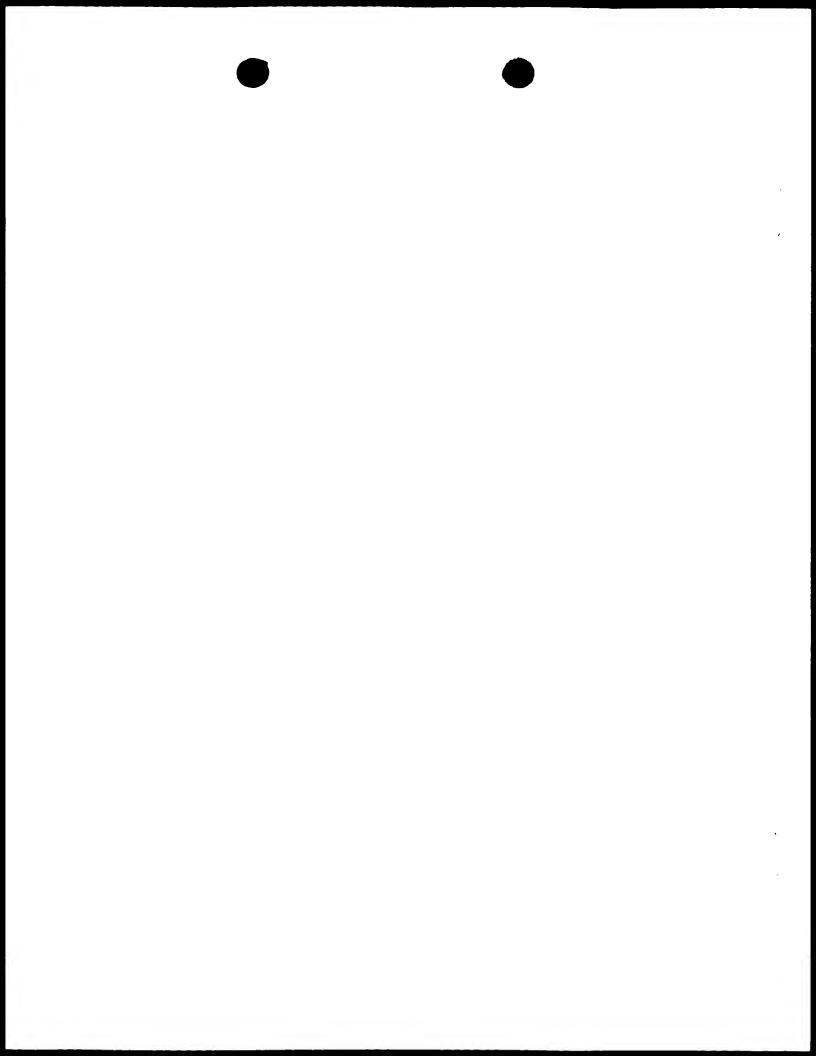
第20図





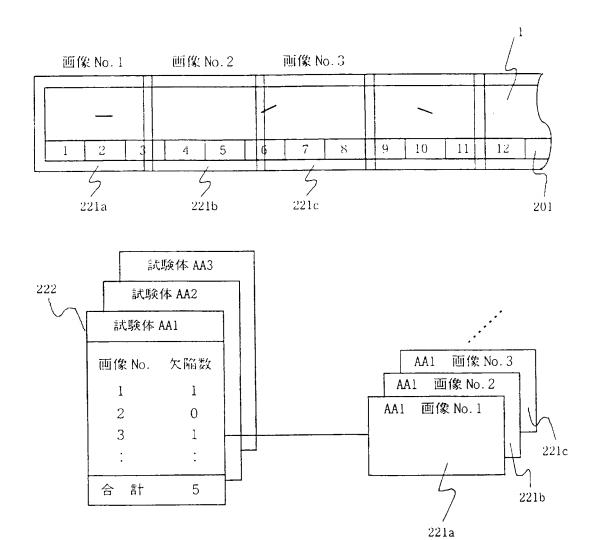
第21図

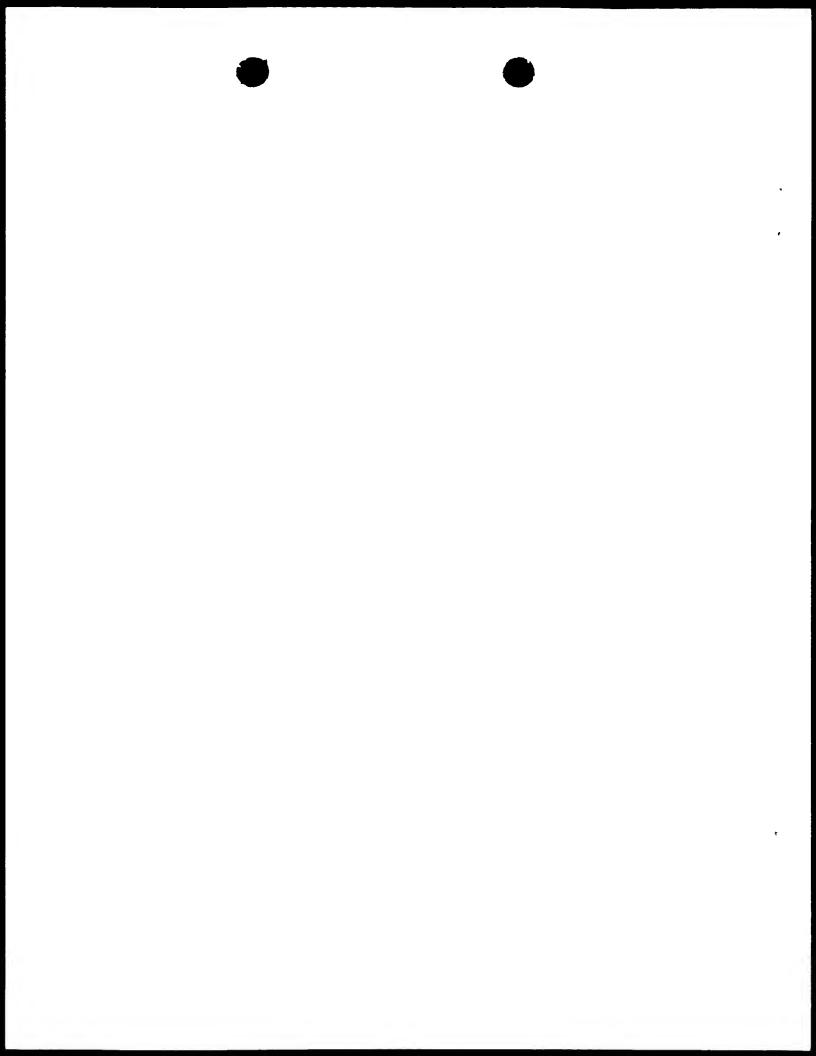






第22図







International application No. PCT/JP99/01676

	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁶ G01N27/84, G01N21/91					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	B. FIELDS SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁶ G01N27/72-27/90, G01N21/91						
Jitsu Kokai	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1999 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1999 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1999 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1999					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
X Y	JP, 1-109249, A (Kurt Sauerw 26 April, 1989 (26. 04. 89), Page 4, upper left column, li column, line 12 & EP, 309758, B1 & US, 5047	ine 8 to upper right	1, 3, 5, 16 2, 4, 6-15, 17-21			
Y	JP, 63-225153, A (Omron Tate 20 September, 1988 (20. 09. 8 Page 3, upper left column, li column, line 7 (Family: none	88), ine 19 to upper right	2, 18			
Y	JP, 5-107202, A (Hitachi,Ltd 27 April, 1993 (27. 04. 93), Column 2, lines 33 to 47 (Fa		4, 17, 18			
Y	JP, 8-2601, Y2 (Meidensha Co 29 January, 1996 (29. 01. 96 Column 5, lines 2 to 11 (Fam),	4, 9-15, 17-19			
× Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 18 May, 1999 (18.05.99)		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 25 May, 1999 (25.05.99)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
l e	.T	T-lk No				



International application No.
PCT/JP99/01676

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Y	<pre>JP, 10-300688, A (Fujimori Kogyo Co.,Ltd), 13 November, 1998 (13. 11. 98), Column 2, lines 9 to 49 (Family: none)</pre>	6		
Y	<pre>JP, 6-118062, A (Toshiba Corp.), 28 April, 1994 (28. 04. 94), Column 1, lines 2 to 18 (Family: none)</pre>	7, 8, 20, 21		
Y	JP, 4-12258, A (Marktec Corp.), 16 January, 1992 (16. 01. 92), Page 2, upper left column, line 20 to upper right column, line 13 (Family: none)	13-15, 19		
A	<pre>JP, 6-50941, A (Kobe Steel,Ltd.), 25 February, 1994 (25. 02. 94) (Family: none)</pre>	1-21		
A	JP, 58-82147, A (Toshiba Corp.), 17 May, 1983 (17. 05. 83) (Family: none)	1-21		
A	<pre>JP, 3-181807, A (Omron Corp.), 7 August, 1991 (07. 08. 91) (Family: none)</pre>	1-21		
A	JP, 4-223262, A (Nippon Denji Keisokuki K.K.), 13 August, 1992 (13. 08. 92) (Family: none)	1-21		
А	JP, 1-212339, A (Orbot Systems, Ltd.), 25 August, 1989 (25. 08. 89) & EP, 279654, A2 & US, 4758888, A	1-21		
A	JP, 6-300739, A (Nippon Steel Corp.), 28 October, 1994 (28. 10. 94) (Family: none)	1-21		
	USA/210 (continuation of second cheet) (July 1992)			





国際出願番号 PCT/JP99/01676

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl. *GOIN 27/84 Int. Cl. *GOIN 21/91					
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl. GOIN 27/72 - 27/90 Int. Cl. GOIN 21/91					
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1999年 日本国公開実用新案公報 1971-1999年 日本国登録実用新案公報 1994-1999年 日本国実用新案登録公報 1996-1999年					
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)					
C. 関連する 引用文献の	ると認められる文献		関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
X Y	JP, 1-109249, A(クルト・ザウワーヴァ 第4頁左上欄第8行-右上欄第12行 & El		1, 3, 5, 16 2, 4, 6-15, 17-21		
Y	JP, 63-225153, A(立石電機株式会社)20 上欄第19行-右上欄第7行(ファミリー	0.9月.1988(20.09.88)第3頁左なし)	2, 18		
Y	JP, 5-107202, A(株式会社日立製作所) 第33-47行(ファミリーなし)	27. 4月. 1993 (27. 04. 93) 第2欄	4, 17, 18		
Y	JP,8-2601,Y2(株式会社明電舎)29.1月 1行(ファミリーなし)]. 1996(29. 01. 96), 第5欄第2−1	4, 9-15, 17-19		
x C欄の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「&」同一パテントファミリー文献			発明の原理又は理 当該文献のみで発明 えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに		
国際調査を完了した日 18.05.99		国際調査報告の発送日 25.0	5.99		
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915		特許庁審査官(権限のある職員) 米澤 英彦 月	2W 9506		
1	都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3292		



国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/01676

C (続き).			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Y	JP, 10-300688, A(藤森工業株式会社)13.11月.1998(13.11.98)第2欄	6	
-	第9-49行(ファミリーなし)		
Y	JP, 6-118062, A(株式会社東芝) 28.4月.1994(28.04.94)第1欄第2-18 行(ファミリーなし)	7, 8, 20, 21	
Y	JP, 4-12258, A(マークテック株式会社)16.1月.1992(16.01.92)第2頁 左上欄第20行-右上欄第13行(ファミリーなし)	13–15, 19	
A	JP, 6-50941, A(株式会社神戸製鋼所) 25. 2月. 1994 (25. 02. 94) (ファミリーなし)	1-21	
A	JP, 58-82147, A(株式会社東芝) 17.5月. 1983 (17.05.83) (ファミリーなし)	1-21	
A	JP, 3-181807, A(オムロン株式会社)7.8月.1991(07.08.91)(ファミリーなし)	1-21	
A	JP, 4-223262, A(日本電磁計測器株式会社)13.8月.1992(13.08.92) (ファミリーなし)	1-21	
A	JP, 1-212339, A(オーバット・システムズ・リミテッド) 25.8月.1989 (25.08.89) & EP, 279654, A2 & US, 4758888, A	1-21	
A	JP,6-300739,A(新日本製鐵株式会社)28.10月.1994(28.10.94)(ファミリーなし)	1-21	
		1 1 1 1	